10-0406242

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 등록특허공보(B1)

(51) Int. Cl.*	-	(45) 공고일자	2004년 07월 09일
GOSF 7/004		(11) 등록번호	10-0406242
		(24) 등록일자	2003년11월06일
(21) 출원번호	10-1995-0037413	(65) 공개번호	10-1996-0015084
(22) 출원일자	1995년10월26일	(43) 공개일자	1996년 05월 22일
(30) 무선권주장	94-262790 1994년10월26일	일본(JP)	
(73) 특허권자,	후지 사건 필름 가부시기가이샤		
	일본국 가나가와켄 미나미아시가라시 나카누마210반지		
(72) 발명자	아오이아토시아키 일본국시주오카켄하이비라군요시단쬬오카와시리4 후지샤신필름카부시키가 이샤 후자모리토루		
	일본국사주오카켄하이바라군요사다쬬오키와시리4		후지샤신필름카부시키가
	이샤		
(74) 대리인	하상구, 하영옥		
십시골 : 김원속			

(54) 포지형화학증폭레지스트조성물및그것에서용되는화합물의제법

经经

(a) 활성광원 또는 방사선의 조사에 의해 산을 발생하는 화합물, (b) 물에 불용이며 알카리 수용액에 용해가능한 수지, (c) 산에 의해 본해할 수 있는 식(l)로 표시되는 일킬에스테르기를 보유하고, 알카리 현상액증에서의 용해도가 산의 작용에 의해 증대하는 분자량 3000이하의 저분자 산분해성 용해저지화합물을 합약하고 또 나트륨 및 칼륨의 합량이 각각 30ppb 이하인 포지형 화학증쪽 레지스트 조성물이 개시되어 있다. 또한 상기한 화합물(a) 및 (d) 산에 의해 분해할 수 있는 식(l)로 표시되는 알킬에스테르기를 보유하고, 알카리 현상액증에서의 용해도가 산의 작용에 의해 증대하는 수지를 합유하고 또 나트륨 및 칼륨의 합량이 각각 30ppb이하인 포지형 화학증쪽 레지스트 조성물이 개시되어 있다. 화합물(c) 및 (d)의 제조방법이 개시되어 있다.

21 1814

监狱 经收益 经股票

新品司 老老

使男OI 今本七 기余是OF 및 그 是OF의 音谱기술

분발명은 IC 등의 반도체 제조공정, 액정, 서말헤드 등 회로기판의 제조, 그와 포토퍼브리케이션공정에 사용되는 포지형 화학증폭 레지스트조성물에 관한 것이며, 또 그 조성물에 함유된 소재의 제조방법에 관한 것이다.

포지형 포토레지스트조성물로서는,일반적으로 알카리 가용성수지와 강광물로서의 나프토퀴논디아지드화함 물을 함유하는 조성물이 사용되고 있다. 예를 들어, '노름력형 페놀수지/나프토퀴논디아지드치환화합물'로 서 미국특허 3,666,473호, 미국특허4,115,128호 및 미국특허 4,173,470호 등에, 또는 가장 전형적인 조성 물로서 '크레졸알데히드로 이루어지는 노블랙수지/트라히도록시벤조페논-1,2-나프토퀴논디아지드 술폰산에 스테르'의 예가 톰슨 '인트로덕션 투 마이크로리소그라피'(L.F. Thompson 'Introduction to Microlithography' ACS출판, No.2 19호, p112~121)에 기재되어 있다.

이와같은 기본적으로 노볼택수지와 퀴논디아지드화합물로 이루어지는 포지형 포토레지스트는, 노볼택수지 가 플라스마예칭에 대해서 높은 내성을 제공하므로, 나프토퀴논디아지드 화합물은 용해역제제로서 작용한 다. 그리고 나프토퀴논디아지화합물은 광조사를 받으면 카르복실산을 생성하므로 용해억제능을 앓고, 노볼 백수지의 알카리 용해도를 높인다고 하는 특성을 지닌다.

이 관점에서 노볼렉수지와 나프토퀴논디아지도계 감광물을 함유하는 다수의 포지형 포토레지스트가 개발, 실용화되어, 0.8~2㎞정도까지의 선폭가공에 있어서는 충분한 성과를 나타내었다.

그러나 집적회로는 그 집적도가 더 높아져서 초LSI 등의 반도체기판의 제조에 있어서는 하프미크론(half micron)이하의 선폭으로 이루어지는 초미세 패턴의 가공이 필요하게 되었다. 이 필요한 해상력을 달성하기 위해서 포토리소그라피에 사용되는 노광장치의 사용파장은 더욱 단파장화되어, 지금까지는 원자외광이나 엑시머레이저광(XeCl, KrF, ArF 등)이 검토되기에 이르렀다. 그러나 종래의 노볼랙과 나프토퀴논디아지드화합물로 이루어지는 레지스트울 원자 외광이나 엑시대레어저 광을 사용한 리소그래피와 패턴형성에 사용하면, 노블랙 및 나프토퀴논디아지도의 원자외영역에 있어서의 흡수가 강하기 때문에 광이 레지스트 저부까지 도달하기 힘들게 되어, 저감도로 테이퍼된 패턴이 얻어지지 않는다.

이러한 문제를 해결하는 수단의 하나가 미국특허 4,491,628호, 유럽특허 249,139호 등에 기재되어 있는 화학증폭계 레지스트조성물이다. 화학증폭계 포지형 레지스트조성물은 원자외광 등의 방시선의 조사에 의해서 노광부에 산출 생성시키고, 미산을 촉매로 하는 반응에 의해, 활성방사선의 조사부와 비조사부의 현상액에 대한 용해성을 변화시켜 패턴을 기판상에 청성시키는 패턴형성재료이다.

이와같은 예로서 광분해에 의해 산을 발생하는 화합뿔과, 아세탈 또는 0,N-아세탈 화합물과의 조합(특개소 48-89003호), 올소에스테르 또는 아미드아세탈화합불과의 조합(특개소 51-120714호), 주쇄에 아세할 또는 케탈기를 보유하는 폴리머와의 조합(특개소 53-133429호), 에놀에테르희합률과의 조합(특개소 55-12995호), N-아실이미노탄산화합물과의 조합(특개소 55-126236호), 주쇄에 올소에스테르기를 보유하는 폴리머와의 조합(특개소 56-17345호), 제3금알킬에스테르화합물과의 조합(특개소 60-3625호), 시릴에스테르화합물과의 조합(특개소 60-37549호, 특개소 60-121446호) 등을 수 있다. 이것들은 원리적으로 양자수율이 1을 넘기 위해서 높은 감광성을 나타낸다.

유사하게 실온 경시하에서는 안정하지만, 산조재하에서 가열하므로써 분해하고, 알카리 가용화하는 계로서, 예를 들어 특개소 59-45439호, 특개소 60-3625호, 특개소 62-229242호, 특개소 63-27829호, 특개소 63-36240호, 특개소 63-250642호, 무이ym. Eng. Sce., 23권. 1012페이지(1983); ACS. Sym, 242권 11페이지(1984): Semiconductor World 1987년. 11월호, 91페이지; Macromolecules, 21권, 1475페이지(1988); SPIE, 920권 42페이지(1988) 등에 기재되어 있는 노광에 의해 산을 발생하는 화합물과, 제3급 또는 2급탄소(예를 들어 t-부틸, 2-시클로헥세탈)의 에스테르 또는 탄산에스테로화합물과의 조합계를 들 수 있다. 이들 계도 고감도를 지나며, 또 나프토퀴논디아지드/노볼랙수지계와 비교해서 deep-UV영역에서의 흡수가 적기 때문에, 상기한 광원단파장화에 유효한 계로 사용될 수 있다.

이용에서 특히 식[1]로 표시되는 산분해성 에스테르기를 보유하는 수지 또는 화합물을 사용한 계논, 산분 해후의 알키리성 현상액에 대한 용해촉진효과가 크게 유명한 계로 기대된다. 이러한 계에 관해서는 특개평 5-181279호, 동6-51519호, 동6-83059호, 동6-167811호, 동6-194840호, 동6-230572호의 각 공보에 기재되 어 있다.

상기한 포지형 화학증쪽계 레지스트는 일카리 가용성 수지, 방사선노광에 의해 산을 발생하는 화합물(광산 발생제) 및 산과의 촉매반응에 의해 알키리 가용이 되는 용해역제화합물(산분해성 용해역제제)로 이루어지 는 3성분계와, 산과의 반응에 의해 알카리가용이 되는 기를 보유하는 수지와 광산발생제로 미루어지는 2성 분계로 크게 나누어진다.

2성분계 화학증폭형 포지레지스트(미국특허 4491628호)는, 주로 산분해성 기에 의해 알카리 가용성 바인더의 알카리 가용기를 보호하는 것으로 바인더의 알카리 가용성을 감소시킨다.

3성분계 회학증폭형 포지레지스트(유럽특허 249139호, 특개평 2-248953호 등)의 산분해성 용해억제제는, 그 자체가 알카리 불용이며 또 비인더수지와 상호작용에 의해 바인더수지의 알카리 용해성을 방해하고 있다.

이와같아 2성분계와 3성분계의 알카리 용해억제능의 발현기구는 다른 것으로 생각된다.

또 집적회로의 고맹도화의 경향에 따라서, 반도체 제조공정에서의 수율향상의 관점에서 이들 화학증폭계 레지스트조성물 중의 금속불순물 함량을 보다며 저감시키는 것이 요구된다. 회학증폭계 레지스트의 경우, 금속불순물의 전체 함유물을 단체환산으로 30ppb 이하로 하는 것이 과제로 되어 있다. 금속불순물의 증가 가 레지스트 감도의 저하를 야기한다고 하는 지적이 특개평 6-175359호에 기재되어 있다.

레지스트 조성물중 금속불순물의 저감법으로서는, 산성수용액으로 세정, 산성미온 교환수지 또는 릴레이트 수지에서의 처리 등이 알려져 있으며, 포지형 화학증폭계 레자스트의 경우, 산분해성 화합물을 합유하기 때문에, 그 처리중에서 안정성의 보호가 문제가 된다. 한편, 하기 식[I]의 알킬에스테르기를, 저분자화합 물 또는 수지에 도입하는 방법으로서는, 특개평 5-181279호, 특개평 6-51519호, 특개평 6-63059호, 특개평 6-167811호, 특개평 6-194840호, 특개평 6-230572호 등의 합성예에 기재되어 있는 탄산란름, 탄산나트륨 등의 무기염기존재하에서, 식[II]로 표시되는 화합물과의 촉합반응에 의해 실시되었다. 미것은 트리에틸아 민, 디메틸아미노파리딘 등의 통상의 유기아민염기로는 축합반응이 유효하게 진행하지 않기 때문에, 결과 로서 칼륨, 나트륨 등의 금속불순물의 혼입에 문제가 되었다.

따라서 본 발명은 산분해성 알릴에스테르기를 보유하는 저분자화합물 또는 수지를 사용한 포지형 화학증폭 레지스트조성물에 있어서, 특히 나트를, 칼륨 등의 금속불순물 함량이 적은 조성불을 제공하는 것을 목적 으로 한다.

본발명의 다른 목적은 그 조성물에 사용되는 산분해성 알킬에스테르기를 보유하는 저분자화합물 또는 수지의 제조방법에 있어서, 특히 나트륨, 칼륨 등의 금속불순물의 혼압을 방지하는 제조방법을 제공하는 것이다.

- 즉, 본 발명은 (a) 활성광원 또는 방사선의 조사에 의해 산을 발생하는 화합물,
- (b) 수불용에서 알카리 수용액에 가용인 **수**지,
- (c) 산에 의해 분해할 수 있는 식(I)로 표시되는 **앞**립에스테르기를 보유하고, 알카리 현상액종에서의 용해도가 산의 작용에 의해 증대하는 분자량 3000이하의 저분자 산부대성 용해저지화합물을 합유하고 또 나트롬 및 칼롬의 합량이 각각 30ppb이하인 포지형 화학증폭 레지스트조성물이다.

$$\begin{array}{c|ccccc}
R_{01} & R_{03} \\
\hline
C)_{n} & COO C R_{04} \\
R_{02} & R_{05}
\end{array} (1)$$

식중 $R_{\rm st}$, $R_{\rm st}$ 는 각각 수소원자, 치환기를 보유해도 좋은 일킬기, 아릴기를 표시하며, $R_{\rm st}\sim R_{\rm st}$ 는 각각 수소원자, 치환기를 보유해도 좋은 알킬기, 시클로알킬기, 알목시기, 아릴기, 알케닐기, 아릴킬기를 표시하며, $R_{\rm st}\sim R_{\rm st}$ 중 2개가 결합해서 고리를 형성해도 된다. N은 1 \sim 10의 정수를 표시한다.

또 본발명은 (a) 활성광원 또는 방사선의 조사에 의해 산을 발생하는 화합물,

(d) 산에 의해 분해할 수 있는 식(I)로 표시되는 알킬메스테르기를 보유하고, 알카리 현상액중에서의 용해도가 산의 작용에 의해 증대하는 수지를 함유하고 또 나트륨 및 칼륨의 각각 30ppb미하면 포지형 화학증폭 레지스트조성물미다.

또 본발명은 상기한 화합물(c)가 페놀성 수산기 또는 카르복실기를 보유하는 저분자 화합물을 식(H)의 화합물과 식(H)의 암모늄히드록시드존재하에서, 탈산축합반응시키므로써 얻어지는 화합물인 포지형 화학증 폭 레지스트조성물이다.

$$R_{06}$$
 R_{07} OH^{**} (III)

식중 $R_{ss}\sim R_{ss}$ 는 식(+)의 정의와 같고; X는 염소원자, 불소원자, 요오트원자, 옥시슬포날기를 표시하며; $R_{ss}\sim R_{ss}$ 는 각각 수소원자, 치환기를 보유해도 좋은 알칼기, 시클로알칼기, 이탈칼기, 알케닐기, 이를기를 표시하며, $R_{ss}\sim R_{ss}$ 또는 $R_{ss}\sim R_{ss}$ 중 2개가 결합해서 고리를 형성해도 된다.

또 본발명은 상기한 수지(d)가 페놀성 수산기 또는 카르복실기를 보유하는 수지를 식(II)의 화합물과 식(III)의 암모늄히드록시드존재하에서, 탈산축합반응시키므로써 얼머지는 수지인 포지형 화학증쪽 레지스트 초성물이다.

또 본발명은 폐출성 수산기 또는 카르복실기를 보유하는 저분자 화합물을 비프로톤성 용매중에서 식(III)의 암모늄하드록시드존재하에서 식(III)의 화합물과 가열하여 **활산축합**반응시키므로써 상기한 화합물(c) 제조하는 방법이다.

또 본발명은 페늘성 수산기 또는 카르복실기를 보유하는 수지를 비프로톤성 용매 중에서 식(III)의 암모늄 히도록시드존재하에서 식(II)의 화합물과 가열하여 탈산축합 반응시키므로써 상기한 수지(d)를 제조하는 방법이다.

(1)~(III)중 R_o, R_o는 수소원자, 치환기를 보유해도 좋은 알릴기, 아렐기를 표시한다. 바람직하게는 수소원자, 메틸기, 메틸기, 프로필기, n-부틸기, n-핵실기와 같은 탄소수 1~6의 알릴기, 페닐기, 토리퉐기, 나프틸기와 같은 탄소수 6~10의 아릴기를 표시하며, 더욱 바람직하게는 수소원자, 메틸기, 페닐기이다, R_o, ~R_o는 각각 수소원자, 치환기를 보유해도 좋은 알릴기, 시플로알킬기, 알콕시기, 아릴옥시기, 아릴기, 알케닐기, 아랄릴기를 표시하며, 바람직하게는 수소원자, 상기한 알릴기, 시플로프로필기, 시플로팬틸기, 시플로핵실기, 아디만틸기와 같은 탄소수 3~10의 시플로알킬기, 메톡시기, 메톡시기, 프로폭시기, n-부톡시기, 2-메톡시메톡시기와 같은 탄소수 1~4의 알콕시기, 퍼녹시, 톨릴옥시기와 같은 탄소수 6~9의 아릴옥시기, 상기한 아릴기 및 바닐기, 프로페닐기, 알릴기, 부테닐기와 같은 탄소수 2~4의 알케닐기, 벤질기, 톨릴메릴기와 같은 탄소수 7~10의 아랄길기를 표시하며, 더 바람직하게는 수소원자, 메틸기, 에틸기, 시클로프로필기, 메톡시기, 메톡시기, 페닐기, 톨릴기를 표시한다. 또 R_o, ~R_o, 중 2개가 결합해서 시클로프로필, 시클로펜틸, 시크로헨테닐, 시클로렉실, 시클로렉세닐과 같은 3~6개의 고리를 형성해도된다.

 $R_{\infty} \sim R_{\infty}$ 는 수소원자, 치환기를 보유해도 좋은 알킬기, 시클로알킬기, 아릴킬기, 알케닐기, 아릴기를 표시하며, 바람직하게는 수소원자, 상기한 알킬기, 상기한 시클로알킬기, 상기한 알케닐기, 상기한 아릴킬기, 상기한 아릴기를 표시한다. 더 바람직하게는 수소원자, 메틸기, 메틸기, 포르폴기, n-부틸기, 벤질기, 페닐

기를 표시한다. 또 $R_{ss} \sim R_{ss} \approx 2$ 개가 결합해서 5 ~ 8 개의 고리를 형성해도 된다. X는 염소원자, 불소원자, 요오드원자, 옥시술포날기(예를 뚫어 토실레이트기, 메실레이트기)를 표시하며, 비림적하게는 영소원자, 불소원자이다. N은 1 ~ 10 의 정수를 표시하며, 바람직하게는 1 ~ 4 의 정수를 표시한다.

바람직한 치환기로서는 상기한 알릴기, 상기한 알콕시기, 할로겐원자, 아메노기, 수산기, 암노늄기, 시아노기, 나트로기, 카르복실기, 알콕시카르보닐기를 들 수 있다.

본 발명의 레지스트 조성물은 나트륨 및 칼륨의 합유량이 30ppb.이하이다. 이와같이 금속불순물합량의 저감은 종래 촉매로서 사용되고 있었던 탄산나트륨이나 탄산칼륨을 사용하지 않고도 식(III)의 암모늄히드록 시도를 존재시키므로써, 식(II)과 -이거, -CO에기를 보유하는 화합물 또는 수지와의 축합반응이 효율적으로 실시되기 때문이다.

이것은 식(M)의 암모늄히도록시도가 상술한 트리에틸아만, 디메틸아미노피리인 등의 유기아만염기와는 다른 반응기서를 보유하고 있기 때문에 축합반응이 효율적으로 진행된다고 생각된다.

본발명의 3성분계 포지형 감광성 조성물에 있어서, 산분해성 용해저지회환물로서, 그 구조중의 산분해성기 사이가 머느 일정한 거리 이상 떨어진 경우에 용해저지성이 크게 증가한다.

또 알카리 기용성수지로서 줄리(p-히드록시스틸렌)수지를 사용한 경우, 일반적으로 얇카리 용해속도가 크기 때문에, 용해저지효율이 저하되는 데도 불구하고, 상기한 산분해성 용해저지회합률을 조합시키므로써 충분한 용해저지성을 발현한다.

또 일반적으로 산분해성기를 보유하는 용해저지화합물 또는 수지에 있어서, 산분해성기의 종류에 따라서는 그 열분해 온도가 크게 저하된다. 단 산분해성기로서 본 발명의 알킬에스테르기를 사용한 경우, 열분해온 도가 고위에서 유지된다(예를 물어 t-부틸에스테르체에서 약 160°C). 또 t-부틸에스테르기를 보유하는 용 해저지화합물은 t-부틸에스테르기의 도입량을 높게 해도, 레지스트용제로의 용해성은 양호하다. 이하 본발 명에 사용되는 화합물 및 방법에 관해서 상세하게 설명한다.

(A) 산분해성 용해저지화합물(본발명(c)의 화합물)

화합불(c)에 사용되는 산분해성 용해저지화한물은, 그 구조중에 (4(1))의 알킬에스테르기를 적어도 2개 보유하며, (4(1))의 에스테르부위[(-00)-C(

본 발명에 있어서 산분해성 용해저지화합물(c)기 식(I)의 알킬에스테르기를 3개미상, 바람직하게는 4개미상 보유하는 경우, 또 그 알킬에스테르기를 2개 보유하는 것에 있어서도, 그 알킬에스테르기가 서로 어떤 일정한 거리 미상으로 떨어진 경우, 알카리 가용성수지에 대한 용해저지성이 현저하게 향상된다.

또 본발명에 있어서의 에스테르부위 사이의 거리는 그 에스테르부위를 제외하고, 경유결합원자수로 표시된다. 예를 들어, 이하의 화합물(1)의 경우, 에스테르부위 사이의 거리는 결합원자 8개이고, 화합물(2)에서는 결합원자 4개, 화합물(3)에서는 결합원자 16개이다.

$$A^{0}-OOC-CH_{2}-O^{-\frac{1}{2}} \xrightarrow{4} \xrightarrow{5} \xrightarrow{6} \xrightarrow{7} \xrightarrow{8} \xrightarrow{8} \xrightarrow{7} -CH_{2}-COO-A^{0}$$

$$A^{0}-OOC-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-COO-A^{0}$$

$$A^{0}-OOC-CH_{2}-O_{4} \xrightarrow{5} \xrightarrow{5} \xrightarrow{CH_{3}} \xrightarrow{12} \xrightarrow{13} \xrightarrow{O-CH_{2}-COO-A^{0}} \xrightarrow{A^{0}-OOC-CH_{2}-O} \xrightarrow{5} \xrightarrow{CH_{2}-CH-CH-CH_{2}} \xrightarrow{11} \xrightarrow{14} \xrightarrow{O-CH_{2}-COO-A^{0}} \xrightarrow{CH_{3}} \xrightarrow{CH_{3}} \xrightarrow{12} \xrightarrow{13} \xrightarrow{13} \xrightarrow{O-CH_{2}-COO-A^{0}} \xrightarrow{CH_{3}} \xrightarrow{O-CH_{2}-COO-A^{0}} \xrightarrow{O-CH_{2}-COO-$$

본발명은 본발명(c)의 화합물의 저합량증 적어도 10물%, 바람직하게는 30물%, 더욱 바람직하게는 50물%는 알카리 가용성기를 의도적으로 잔존시킨 화합물이 바람직하다.

알카리 가용성기의 할유량은 식(+)의 알킬에스테르기합유 용해저지화합물중 평균알카리 가용성기의 수 NS 와 평균의 그 알킬에스테르기의 수 NB로 표시한 NS/(NB+NS)로 표시된다. 알카리 가용성기의 양으로서는. $0.01 \stackrel{\leq}{=} NS/(NB+NS) \stackrel{\leq}{=} 0.757$ 카 바람직하다. 더욱 바람직하계는 $0.1 \stackrel{\leq}{=} NS/(NB+NS) \stackrel{\leq}{=} 0.501$ 다. 특히 바람직

하게는 용해저저화합물 1분자중의 **얇카리 가용성기의** 수(NIS)와 그 알킬에스테르기(NIB)의 비가, $0.1 \stackrel{\leq}{=} NIS/(NIB+NIS) \stackrel{\leq}{=} 0.5인 구성성분을 용해$ **저지**화합물 전중량의 50중량% 이상 항유하는 경우이다.

후술하는 현상액에 의해서 알카리 가용성기가 기능하기 위해서, 산분해성결합으로 보호되는 알카리 가용성기 및 잔존시키는 알카리 가용성기는, pKa가 12이하의 기가 바람직하다. 바람직한 알카리 가용성기로서 폐물성 수산기, 카르복실산기, 이미드기, N-히드록시이미드기, N-슬포날이미드기, 슬폰아미드기, N-슬포날우레타기, N-슬포날우레이도기, 또는 활성메틸렌기 등을 보유하는 기를 들 수 있으며, 보다 구체적으로는 이하의 예를 들 수 있다.

(m: 1-5의 정수), -COCH₂COR, -CONHSO₂R, -SO₂NHR, -SO₂NHCONHR, -SO₃NHCOOR, -NHSO₂NHCOR,

(R: 알킬기 또는 이릴기)

이들 기는 1분자중에 혼합되어 도입되어도 된다. 단, 바람직한 알카리 가용성기가 이들 구체예에 한정되지 는 않는다.

또 본발명의 식(I)의 알킬에스테르기함유 용해저지화함들은 1개의 벤젠고리상에 복수개의 그 알킬에스테르기를 보유하고 있어도 좋지만, 바람직하게는 1개의 벤젠고리상에 1개의 그 알킬에스테르를 보유하는 뀰 격으로 구성되는 화합물이다. 본발명의 알킬에스테르기함유 용해저지화합률의 분자량은 3000이상이고, 바람직하게는 500~3000, 더욱 바람직하게는 1000~2500이다.

식(+)로 표시되는 알릴에스테르기의 에스테르부위 $\{-C80-C(R_s)(R_{s_1})(R_{s_2})\}$ 로서는, 바람직하게는 t-부틸에스테르기, t-펜틸에스테르기, t-켄틸에스테르기, t-켄틸에스테르기, t-켄틸에스테르기, t-켄틸-2-프로필기, t-켄틸에스테르기, 테트라히드로피라닐에스테르기이고, 특히 바람직하게는 t-부틸에스테르기이다,

바람직하게는 특개평 1-289946, 특개평 1-289947호, 특개평 2-2560호, 특개평3-128959호, 특개평 3-158855호, 특개평 3-179353호, 특개평 3-191351호, 특개평3-200251호, 특개평 3-200252호, 특개평 3-200253호, 특개평 3-200253호, 특개평 3-200253호, 특개평 3-279958호, 특개평 3-279958호, 특개평 3-279958호, 특개평 3-279959호, 특개평 4-1561호, 특개평 4-11260호, 특개평 4-12356호, 특개평 4-12357호, 특개평 4-271349호, 특개평 5-45869호, 특개평 5-158233호, 특개평 5-224409호, 특개평 5-257275호, 특개평 5-297581호, 특개평 5-297583호, 특개평 5-309197호, 특개평 5-303200등의 명세서에 기재된 플리히드록시화합물의 페놀성 어기의 일부 또는 전부를 상기한 식(미)로 표시한 화합물과 식(미)의 화합물의 존재하에서 탐산축합반응시키므로써 얻어지는 화합물이 합유된다.

복히 바람직하게는 특개평 1-289946호, 복개평 3-128990호, 독개평 3-158855호, 독개평 3-179353호, 독개 평 3-200251호, 특개평 3-200252호, 독개평 3-200255호, 복개평 3-259149호, 특개평 3-279958호, 특개평 4-1650호, 특개평 4-11260호, 특개평4-12356호, 특개평 4-12357호, 복개평 5-224409호, 특개평 5-297581호, 특개평5-297583호, 특개평 5-309197호, 특개평 5-303200의 명세서에 기재된 폴리히드복사 화합 물을 사용한 것을 들 수 있다. 보다 구체적으로는 일반식[IV]~[XIX]로 표시되는 화합물을 들 수 있다.

$$(R_3)_d$$
 $(OR^4)_3$ $(R_2)_c$

$$(R_{11})_{1}$$
 $(R_{12})_{j}$
 $(OR^{1})_{q}$
 $(R_{10})_{h}$

$$(R_{20})_o$$
 $(OR^2)_l$ $(R_{19})_n$ $(OR^1)_k$
 R_{15} C R_{16} C R_{18}
 R_{17}

(VX)

$$(OR^3)_s$$
 $(R^2O)_r$ $(OR^1)_q$ $(OR^2)_q$ $(R_{25})_v$ $(R_{26})_u$ $(R_{27})_t$

$$(R_{31})_{21}$$
 $(OR^{1})_{w}$ $(R_{30})_{z}$ $(R_{32})_{51}$ $(OR^{3})_{y}$

$$(R^{2}O)_{d1}$$
 $(R_{36})_{11}$
 $(R_{36})_{11}$
 $(R_{36})_{11}$
 $(R_{36})_{11}$
 $(R_{36})_{11}$

$$(R^{1}O)_{g1}$$
 $(R_{3g})_{k1}$

$$(R^{2}O)_{i3}$$

$$(R_{40})_{n1}$$

$$(R_{41})_{i3}$$

$$(R_{41})_{i3}$$

$$(R^{2}O)_{p1}$$
 $(OR^{1})_{o1}$
 $(R_{49})_{c1}$
 $(R_{45})_{q1}$

$$(R^{2}O)_{11}$$

$$(R^{2}O)_{11$$

식용 동일하거나 달라도 좋은 R^1 , R^2 , R^3 는 수소원자, $-C(R_{st})(R_{ss})-C00-C(R_{ss})(R_{ss})(R_{ss})$: R_1 은 -C0-, -C00-, -NHCONH-, -NHCONH-, -O-, -S-, -SO-, $-SO_-$, $-SO_-$, 또는

$$\begin{pmatrix}
R_4 \\
C \\
R_5
\end{pmatrix}
G$$

(식중 6는 2~6, 단 6가 2인 경우 R₄, R₅중 적어도 하나는 알킬기, R₄, R₅는 동일하거나 달라도 좋으며, 수소원자, 알킬기, 알콕시기, -0H, -0OOH, -CN, 할로겐원자, $-R_{s}-COOR_{c}$, 또는 $-R_{s}-OH$ (식중 R₅은 알킬렌기, R_c은 수소원자, 알킬기, 아릴기 또는 아랄킬기를 표시한다);

 $R_{\rm s}$, $R_{\rm s}$, $R_{\rm to}$, R_{\rm

Ra은 단결합, 일립렌기 또는

 $R_{\rm to}, R_{\rm to}$ 는 동일하거나 달라도 좋으며, 단결합, 알킬렌기 또는 -0-, -8-, -00-, 카르복실기, $R_{\rm to}$ 은 수소원자, 알킬기, 알콕시기, 아실기, 아실록시기, 아릴기, 니트로기, 수산기, 수산기, 시아노기 또는 카르복실기: $R_{\rm to}, R_{\rm to}$ 는 동일하거나 달라도 좋으며, 매틸렌, 지급알릴치환 메틸렌기, 할로메틸렌기 또는 할로알킬기:

Rest Rest 동일하거나 달라도 좋으며, 수소원자 또는 알킬기;

R43~R45는 동일하거나 달라도 좋으며, 수소원자, 알립기, 알콕시기, 아실기 또는 아실욕시기; R_{∞} 은 수소원자 또는

 $R_{\rm sc}, R_{\rm sc}$ 는 동일하거나 달라도 좋으며, 수소원자, 저급말할기, 저급할로말할기 또는 마릴기:

 $R_{\rm SP}, R_{\rm SP}$ 은 동일하거나 달라도 좋으며, 수소원자, 수산기, 할로겐원자, 니트로기, 시아노기, 카르보닐기, 알 킬기, 알콕시기, 할콕시카로보닐기, 아랄킬기, 아랄킬옥시기, 아실기, 아실옥시기, 알케넬기, **알**케넬옥시기, 아월기, 아릴옥시기 또는 아릴옥시카로보닐기, 단 각 4개의 동일 기호의 치환기는 동일한 기로 될 수 없다:

Y는 -CD- 또는 -SO₂-:

Z,B는 단결합 또는 -0-;

A는 메틸렌기, 저급알킬치환 메틸렌기, 할로메틸렌기, 또는 할로알킬기;

E는 단결합 또는 옥시메틸렌기;

a~z, a1~y101 복수일 경우 ()내의 기는 동일하거나 또는 달라도 좋다;

a~q, s,t,v,s)~i1, kl~ml, ol, ql, sl ul 은 0 또는 1~4의 정수; r,u,w,x,y,z,al~fl,p[,rl,tl,vl~xl은 0 또는 1~4의 정수; jl, nl,zl,a2,b2,c2,d2는 0 또는 1~3의 정수; zl,a2,c2,d2중 적대도 1개 이상은 1이상; yl은 3~8의 정수;

(a+b), (e+f+g), (k+l+m), (q+r+s), (w+x+y), (ci+di), (g1+h1+i1+j1), (o1+p1), (s1+t1) $\stackrel{\geq}{=}$ 2; (j1+n1) $\stackrel{\leq}{=}$ 3:

(r+u), (y+z), (x+a1), (y+b1), (c1+e1), (d1+f1), (p1+r1), (t1+v1), $(x1+w1) \le 4$, 일반식(V111)의 경무는 (y+z), $(x+a1) \le 5$;

(a+c), (b+d), (e+f), (f+i), (g+j), (k+n), (l+o), (m+p), (q+t), (s+v), (gl+k1), (h1+l1), (i1+m1), (c1+q1), (s1+u1) \leq 5을 표시한다.

$$R_{62}$$
 R_{63}
 R_{64}
 R_{60}
 R_{63}
 R_{64}
 R_{60}
 R_{64}
 R_{60}
 R_{63}
 R_{64}
 R_{60}
 R_{64}
 R_{60}
 R_{61}
 R_{60}
 R_{61}
 R_{62}
 R_{63}
 R_{64}
 R_{62}
 R_{63}

R∞은 수소원자, 1가 유기기 또는

 $R_{so}\sim R_{sd}$ 은 동일하거나 달라도 좋으며, 수소원자, 수산기, 할로겐원자, 알킬기, 알콕시기, 알케닐기 또는 $-0-C(R_{sr})(R_{so})-C00-C(R_{so})(R_{so})(R_{so})기, 단 적어도 2개는 <math>-0-C(R_{sr})(R_{so})-C00-C(R_{so})(R_{so})기이다. 또 각 4 <math>\sim 5$ 개의 동일 기호의 치환기는 동일한 기가 아니어도 된다:

e2는 0~1을 표시한다.

 $R_{\rm s}{\sim}R_{\rm s}$ 은 동일하거나 달라도 좋으며, 수소원자, 수산기, 활료**겐**원자, 알칼기, 알콕시기 또는 알케닐기 단, 각 $4{\sim}6$ 개의 동일 기호의 치환기는 동일한 기가 아니어도 된다:

R⁶는 적어도 2개의 -0-C(R_a)(R_a)-C00-C(R_a)(R_a)(R_a)(R_b)기이고, 그 외는 수소원자 또는 수산기이며, f2, g2, h2는 0 또는 1~5의 정수를 표시한다.

Ra~Ra은 동일하거나 달라도 좋으며, 수소원자, 수산기, 할로겐원자, 알킬기, 알콕시기, 나트로기, 알콕시 카르보닐기, 알케닐기, 아릴기, 아릴킬기, 아릴카르보닐기, 아실옥시기, 아실기, 아릴옥시기, 또는 아릴킬 옥시기, 단 각 6개의 동일 기호의 치환기는 동일한 기가 될 수 없다: R⁶는 적어도 2개의 $-0-C(R_{st})(R_{st})-C00-C(R_{st})(R_{st})(R_{st})$ 기이고, 그 외는 수소원자 또는 수산기를 표시한다.

은 수소원자 또는 알킬기, 단 전부 동일하지 않아도 된다:

 $R_{\rm e}{\sim}R_{\rm e}$ 은 수소원자, 수산기, 할로겐원자, 알킬기 또는 알콕사기 단, 각 3개의 동일 기호의 치환기는 동일 한 기가 아니어도 된다:

 \vec{R} 는 적어도 2개의 $-0-C(R_{st})(R_{ss})-C00-C(R_{ss})(R_{ss})(R_{ss})$ 기이고, 그 외는 수소원자 또는 수산기를 표시한다.

바람직한 화합물의 구체예를 이하에 나타낸다.

$$RO \longrightarrow C \longrightarrow C \longrightarrow C$$

$$(1)$$

$$OR$$

$$OR$$

$$OR$$

$$OR$$

$$OR$$

$$\begin{array}{c}
OR & OR \\
OR & OR \\
OR & OR
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
OR & OR \\
OR & OR
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
OR & OR \\
OR & OR
\end{array}$$

RO
$$\begin{array}{c}
CH_{s} \\
CH_{2}-CH-CH-CH_{2}-CH_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
CH_{3}
\end{array}$$

$$H_3C$$
 RO
 CH_2
 CH_3
 CH_3

RO OR RO OR
$$CH_2$$
 $C=0$ CH_3 CH_3 CH_3 CH_3

$$RO$$
 CH_3
 CH

$$CH_3$$
 CH_3
 CH_3

$$H_3$$
C CH_3 OR CH_3 OR CH_3 OR OR OR OR

$$H_3C$$
 CH_3
 H_3C
 CH_3
 CH_3

$$CH_3$$
 CH_3 OR CH_3 CH

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3

RC

$$RO$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3

OR OR OR OR
$$CH_3$$
 (24)

OR
$$CH_3$$
 CH_3 CH_3

$$H_3$$
C CH_3 OR CH_3 OR CH_3 OR CH_3 OR CH_3 CH_3

$$H_3C$$
 CH_3
 H_3C
 CH_3
 CH_3

$$H_3C$$
 CH_3
 H_3C
 CH_3
 CH_3

$$H_3C$$
 CH_2
 CH_3
 CH_3

$$H_3C$$
 CH_2
 CH_2
 CH_3
 CH_3

provided that R₅₀ is:

$$H_3C$$
 $(CH_2)_3$
 H_3C
 CH_3
 H_3C
 CH_3
 $CH_$

$$H_3C$$
 CH_3
 H_3C
 CH_3
 H_3C
 CH_3
 CH_3

$$H_3C$$
 CH_3 CH_3

RO-OR
$$(4 4)$$

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3
 CI
 CI
 CI
 CI
 CI
 CI
 CI
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$H_3$$
C CH_3
 RO OR
 H_3 C CH_3

$$CH_2$$
 (56)
 SO_2 SO_2 CH_2
 CH_2 SO_2 CH_2
 CH_2 CH_2
 CH_2 CH_2
 CH_2 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH

화합물(1)~(63)중 R은 -CH,-COO-CH, 또는 수소원자를 표시한다. 단 적어도 2개 또는 구조에 따라서 3개는 수소원자 이외의 가이고, 용해저지화합물중 평균산분해성가의 NB수, 평균알카리가용성기의 수를 NS로한 경우 0.01 ≦ NS/(NB+NS) ≦ 0.75이다. 화합물(c)에 사용되는 화합물의 첨가량은 레지스트 조성물 전중량(용매물 제외)를 기준으로서 3~50중량(이고, 바람직하게는 5~35중량(의 범위이다.

또 본발명(c)에 사용되는 화합물을 2종 이상 혼합하여 사용해도 된다. 본발명(c)의 화합물을 사용한 본발명의 레지스트 조성물증 나트룹, 칼륨합량은, 각각 30ppb이하, 바람직하게는 20ppb이하, 보다 바람직하게는 15ppb이하, 보다더 바람직하게는 10ppb이하이다.

(B) 수불용에서 알카리 수용액에 가용인 수지(이하, 알카리 가용성 수지로 칭한다)(본발명(b)의 호합물)

본발명에 사용되는 알카리 가용성수지로서는, 예를 들어 노블랙수지, 수소화노블랙수지, 아세론피로갈톨수지, ο-,m-,ρ-폴리히드록시스티렌수지, 수소화폴리히드록시스티렌, 함로겐 또는 알릴치환 플리히드록시스티렌, 히드록시스티렌-사-치환밀레이미드공중합제, ο/ρ- 및 m/ρ-히드록시스티렌공중합제, 폴리히드록시스티렌의 수산기에 대한 일부 0-알킬화물(즉 메테르체, 예를 들어 5~30몰%의 0-메틸화물, 0-(1-메톡시)-1-메틸화물, 0-(1-메톡시)-1-메틸화물, 0-(2-메톡시)-2-프로필화물, 0-2-테트리히드로피라닐화물, 0-(t-부톡시카르보닐)메틸화물 등) 또는 0-마실화물(즉 메스테르체, 카마보네미트체, 예를 끌어 5~30몰%의 0-마세틸화물, 0-(t-부톡시)카르보닐화를 등), 스티렌-무수말레산공중합체, 스티렌히드록시스티렌공중합체, α-메틸스티렌리드록시스티렌공중합체, 카르복실기함유 메타크릴계수지 및 그 유도체을 들 수 있지만, 미것들에 하한지되지 않는다.

특히 바람직한 알카리 가용성수지는, 노블랙수지, ο-,ω-,ρ-폴리히드록시스티렌수지 및 미율의 공용합체, 알릴치환 폴리히드록시스티렌, 폴리히드록시스티렌의 일부 0-알킬화물 또는 0-아실화물, 스티렌히드록시스 티렌공중합체, α-메틸스티렌히드록시스티렌용중합체이다. 그 노블랙수지는 소정의 모노마를 주성분으로 하며, 산성촉매의 존재하에서 알데히드류와 부가축합시켜서 얻어진다.

소정의 모노대로서 페뉼, m-크레플, p-크레플, o-크레플 등의 크레플류, 2,5-크실레눌, 3,5-크실레눌, 3,4-크실레눌, 2,3-크실레눌 등의 크레플류, m-메틸페놀, p-메틸페놀, o-메틸페놀, p-타탈페눌, p-타토필페놀, p-목틸페놀, 2,3,5-트리메틸페놀 등의 알킬페놀류, m-메톡시페놀, p-메톡시페놀, 3,5-디메톡시페놀, 2-메톡시-4-메퀄페늄, m-에톡시페놀, p-에톡시페놀, m-프로폭시페놀, m-부톡시페놀, p-부톡시페놀 등의 알콕시페뉼류, 2-메틸-4-이소프로필페놀 등의 비스알킬페놀, m-클로로페놀, p-클로로페놀, o-클로로페놀, Clos도록시비페닐, 비스페놀A, 페닐페놀, 레조르시놀, 나프를 등의 히드록시방향족화합물을 단독 또는 2종 이상 혼합해서 사용할 수 있지만, 이것들에 한정되는 것은 아니다.

알데히드류로서는, 예를 들어 포름알데히드, 파라포름알데히드, 마세트알데히드, 프로피온알데히드, 벤즈 알데히드, 페닐아셰트알데히드, a-페닐프로필알데히드, p-페닐프로필알데히도, o-히드록시벤즈알데히드, m-히드록시벤즈알데히드, p-히드록시벤즈알데히드, o-블로로벤즈알데히드, p-블로로벤즈알데히드, p-클로 로벤즈알데히드, o-니트로벤즈알데히드, m-니트로벤즈알데히드, p-니트로벤즈알데히드, o-메鵳벤즈알데히 드, m-메틸벤즈알데히드, p-메틸벤즈알데히드, p-메틸벤즈알데히드, p-t-부틸벤즈알데히드, 푸르루랄, 클 로로알데히드 및 미것들의 아세탈제, 예를 들어 클로로아세트알데히드디메틸아세탈 등을 사용할 수 있으며, 미것들중 포름알데히드를 사용하는 것이 바람작하다.

이들 알데히드류는 단독 또는 2종 이상 조합해서 사용될 수 있다.

산성복매로서는 염산, 황산, 포름산, 목살산 등을 사용할 수 있다.

이렇게 얻어진 노볼랙수지의 중량평균분자량은 1000~30000의 범위인 것이 바람직하다. 1000미만에서는 미노광부에 있어서 현상후 막두베가 커지고, 30000을 초과하면 현상속도가 감소된다. 특히 바람직한 것은 2000~20000의 범위이다.

또 노블랙수지 미외의 상기한 폴리히드록시스티렌 및 그 유도체, 공중합체의 중량 평균분자량은 2000미상, 바람직하게는 5000~200000, 보다 비람직하게는 10000~100000미다. 또 레지스트막의 내열성을 향상시키는 관점에서는 25000미상이 비람직하다.

여기서 중량평균분지량은 결침투크로마토그래피의 플리스티렌환산치를 가지고 정의된다.

본발명에 있어서의 미들 알카리 가용성수지는 2종류 이상 혼합해서 사용해도 된다. 알키리 가용성수지의 사용량은 감광성조성물의 전중량(용매는 제외)를 기준으로 50~97중량%, 바람직하게는 60~90중량%이다.

(C) 환성광선 또는 방사선의 조사에 의해 산을 발생하는 화합물(본발명(a)의 화합물)

본법명에서 사용되는 활성광선 또는 방사선의 조사에 의해 분해되며 산을 발생하는 화합룡로서는, 광카티 온중합의 광개시제, 광리디칼중합의 광개시제, 색소류의 광소색제, 광변색제 또는 마이크로렌지스트 등으로 사용되고 있는 공지의 광에 의해 산을 발생하는 화합률 및 그것들의 혼합물을 적당하게 선택해서 사용할 수 있다.

예를 들어 S.I. Cchlesinger, Photogr. Sci. Eng. 18,387(1974) 및 T.S. Bal et al Polymer, 21, 423(1980)등에 기재된 디아조늄염, 미국특허 4,069,066호, 등 4,069,056호, 동 Re 27992, 특개평 4-305049호 등에 기재된 암모늄염, D.C.Necker et al, Macromolecules, 17, 2468(1984), C.S. Wen et al., Teh, Proc. Conf. Rad Curing ASIA, p. 478. Tokyo(Oct., 1988) 및 미국복허 4,069,055 및 4,069,056 및 4,06 Teh, Proc. Conf. Rad Curing ASIA, p. 478. Tokyo(Oct., 1988) 및 미국툨허 4,069,056 및 4,069,056호등에 기재된 포스포늄염, J.V. Crivello et al., Macromolecules, 10(6), 1307(1977), Chem. & Eng. News, Nov. 28,p.31-(1988), 유럽특허 104,143, 미국특허 339,049, 동410,201, 특개편 2-150848 및 동2-296514호 등에 기재된 요오드염, J.V. Crivello et al., Polymer J. 17, 73(1985), J.V. Crivello et al., J. Orq. Chem., 43, 3055(1978), W.R. Watt et al., J. Polymer sci., polymer chem. Ed., 22, 1798(1984), J.V. Crivello et al., Polymer Bull., 14, 279 (1985), J.V. Crivello et al., Macromolecules 14(5) 1141 (1981), J.V. Crivello et al., J.Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877 (1979), 유럽특허 370,693, 동3,902,114, 동233,567, 동279,433, 동279,422, 미국특허 4,933,377, 동161,811, 동410,201, 동339,049, 동4,760,013, 동4,734,444, 동2,833,827, 독일특허 2,904,626, 동3,604,580, 동3,604,581호 등에 기재된 슬포늄염, J.V. Crivello et al., Macromolecules 10(6) 1307 (1977), J.V. Crivello et al., J.Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 1047(1979)등에 기재된 셀레늄염, C.S. Wen et al., Teh. Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p. 478, Tokyo (Oct., 1988) 등에 기재된 온늄염, 미국특허 3,905,815, 특공소 46-4605, 통개소 48-36281, 동55-32070, 동60-239736, 동61-169835, 동61-168937, 동62-58241, 동62-212401, 동63-70243, 동63-298339 등에 기재된 유기함로겐화물, K. Meier et al., J. Rad. Curing, 13(4), 26 (1986), J.P. 6iil et al., Inrog. Chem., 19, 3007 (1980), D. Astruc, Acc. Chem. Res., 19(12), 377 (1896) 및 특개평 2-161445 등에 기재된 유기금속/할로겐화물, S. Hayase et al., J. Polymer Sci., 25, 753 (1987); E. Reichmanis et al., J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 23, 1 (1985). Q.Q. Zhu et al., J. Photochem., 36,85,39, 317 (1987), B. Amit et al., Tetrahedron Lett., (24) 2205 (1973), D.H.R.Barton et al., J. Chem. Soc., 3571, (1965), P. M. Collins et al., J. Chem. Soc., Perkin i. 1695(1975), M. rudinstein et al., Tetrahedron Lett., (17), 1445(1975), J. W. Wolker et al., J. Am. Chem. Soc., 110, 7170(1988). S. C. Busman et al., J. Imaging Techmol., 11(4), 191(1985), H. M. Houlihan et al., Macromolecules, 21, 2001(1988), P. M. Collins et al., J. Chem. Soc., Chem. Commun., 532(1972), S. Hayase et al., Macromolecules, 18, 1799(1985). E. Reichmanis et al., J. Electrochem. Soc., Solid Stats Sci. Tenchnol., 130(6), F. M. Houlihan et al., Macromolecules, 21, 2001(1988), 유럽특히 0,290,750, 046,083, 156,535,271,851, and 0.388,343, 미국특히 3,901,710,4,181,531, 특개소 60-198538, F. 53-133022 등에 기재된 0-LI트로벤질형 보호기를 보유하는 광산발생제, M. Tunooka et al., Polymer Preprints Japan, 35(8), G. Berner et al., J. Rad. Curing. 13(4). W. J. Mijs et al., Coating Technol., 55(697), 45(1983), Akzo, H. Adachi et al., Polymer Preprints, Japan, 37(3), 유럽특히 0,199,672, 동84,515, 등199,672, 동044,115, 등 0,101,122, 미국특허 4.618,564, 등4,371,605, 등4,431,774, 특개소64-18143, 등2-245756, 등4-365048 등에 기재된 미미노율포네이트로 대표되는 광분하해서 슐폰산을 발생하는 화합물; 특개소 61-166544 등에 기재된 디슬폰화합물을 들 수 있다.

또 이를 광에 의해 산을 발생하는 기, 또는 화합물을 풀리머의 주쇄 또는 흑쇄에 도입한 화합물, 예를 틀 더 M.E. Woodhouse et al., J. Am. Chem. Soc., 104, 5586(1982), S.P. Pappas et al., J. Imaging Sci., 30(5), 218(1986). S. Kondo et al., Makromol Chem., Rapid Commun., 9, 625(1988), V. Yamada et al., Makromol Chem., 152,153,163(1972), J.V. Crivello et al., J.Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 3845(1979), 미국특허 3,849,137, 독일특허 3,914,407, 특개소 63-26653, 동55-164824, 동62-69263, 동63-146038, 동63-163452, 동62-153853, 동63-146029 등에 기재된 회합물을 사용할 수 있다.

또 V.N.R. Pillai, Synthesis, (1)-, I(1980), A. Abadet al., Tetrahedron Lett., (47) 4955(1971) D.H.R. Barton et al., J. Chem. Soc., (C), 329(1970), 미국특허779,778, 유럽특허 126,712 등에 기재된 광에 의해 산을 발생하는 화합불도 사용할 수 있다.

상기한 활성광선 또는 방사선의 조사에 위해 산읍 발생하는 화합물중에서, 특히 유효하게 사용되는 것에 관해서 이하에 설명한다.

(1) 트리할로메틸기가 치환된 하기 일반식(PAGI)으로 표시되는 육사졸유도체 또는 또는 일반식(PAG2)로 표시되는 S-트리이전유도체.

식중, R¹은 치환 또는 비치환의 이렇기, 알케닐기, R¹는 치환 또는 비치환 아릴기, 알케닐기, 말킬기, -CV₈를 나타낸다. V₈은 염소원자 또는 보통원자를 나타낸다.

구체적으로는 이하의 화합물을 들 수 있지만, 이것들에 한정되는 것은 아니다.

(2) 하기 일반식(PAG3)으로 표시되는 요오드염 또는 일반식(PAG4)으로 표시되는 술포늄염

식증 Ar¹, Ar²은 각각 독립적으로 치환 또는 비치환 아릴기를 나타낸다. 바림직한 치환기로서는 알릴기, 할 로알릴기, 시클로알릴기, 아릴기, 알복시기, 니트로기, 카르복실기, 알목시카르보닐기, 히드록시기, 메르 합토기 및 할로겐원자룹 를 수 있다. R³, R³는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환의 알릴기, 아릴기를 표시한다. 바람직하게는 탄소수 6~14의 아릴기, 탄소수 1~8의 알릴기 및 그것들의 치환유도체이다. 바람 직한 치환기로서는 마릴기에 대해서 탄소수 1~8의 알콕시기, 탄소수 1~8의 알릴기, 니트로기, 카르복실기, 히드록시가 및 할로겐원자이고, 알킬기에 대해서는 탄소수 1~8의 알콕시기, 카르복실기, 알콕시카르보닐기이다.

건는 대아니온을 표시하며, 예를 들어 BF, , AsF, , PF, , SbF,-, SIF, , CIO, , CF, SO, 등의 퍼플로오르알칸 솔폰산아니온, 펜타플로오르벤젠술폰산아니온, 나프탈렌-1-술폰산아니온 등의 축합다핵방향족술폰산아니온, 안트라퀴논술폰산아니온, 슬폰산기합유 염료 등을 들 수 있지만, 이것들에 한정되지 않는다.

또 R^4 , R^4 , R^6 중 2개 및 Ar^4 , Ar^4 는 각각 단결합 또는 치환기를 통해서 결합해도 된다. 구체예로서는 이하에 표시하는 회환율을 둘 수 있지만, 이것들에 한정되는 것은 아니다.

(PAG3-1)

$$PF_{6}$$

(PAG3-2)

 PF_{6}

(PAG3-2)

 PF_{6}

(PAG3-3)

 PF_{6}

(PAG3-4)

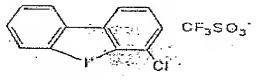
 PF_{6}

(PAG3-5)

 PF_{6}
 PF_{6}

$$O_2N$$
 PF_5
 PF_5
 PF_5
 PF_5
 PF_5
 PF_5
 PF_5
 $PAG3-8)$
 PF_5
 $PAG3-9)$
 PF_5
 $PAG3-9)$
 PF_5
 $PAG3-9)$
 PF_5
 $PAG3-9)$
 PF_5
 $PAG3-9)$
 $PAG3-10)$
 $PAG3-10$
 $PAG3-10$

(PAG3-19)



(PAG3-20).

$$n-H_{11}C_{5}$$
 $-n-C_{5}H_{11}$ SO_{3} $(PAG3-25)$

$$(PAG4-1)$$
S+ BF₄

$$(PAG4-2)$$
S+ PF₆.

$$\left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array}\right)_{3}^{S^{+}} AsF_{6}^{-}$$
(PAG4-3)

$$(PAG4-5)$$
s. CF_3SO_3

$$(PAG4-6)$$
 S. $C_8F_{17}SO_3$

$$H_3C - S^* - OC_2H_5$$
 CF_3SO_3 (PAG4-8)

$$H_3CO \longrightarrow S^+ \longleftrightarrow CI$$
 $CF_3SO_3^-$ (PAG4-9)

$$H_3C$$
 S^*-CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

(PAG4-17)

$$\left\{\left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}\right)_{2}^{S} + \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \end{array}\right)_{2}^{S} 2CF_{3}SO_{3}$$

(PAG4-28):

$$\begin{array}{c} O \\ O \\ C - CH_2 - S^+ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} O \\ F \end{array}$$

$$\begin{array}{c} O \\ F \end{array}$$

$$\begin{array}{c} F \\ F \end{array}$$

$$\begin{array}{c} F \\ F \end{array}$$

일반석(PAG3),(PAG4)로 표시되는 오늘염은 공지의 방법에 의해, 예를 들어 J. W. Knapczyk et al., J. Am. Chem. Soc., 91, 145 (1969), A.L.Maycok et al., J. Org. Chem., 35, 2532 (1970), E.Goethas et al., Bull. Soc. Chem. Belg., 73, 546(1694), H.M. Leicester, J. Ame. Chem. Soc.. 51, 3587 (1929), J.V.Crivello et al., J.Polym. Chem. Ed., 18, 2677, (1980), 미국특허 2,807,648, 동4,247,473 및 특개소 53-101331 등에 기재된 방법에 의해 합성될 수 있다.

(3) 하기 일반식(PAG5)으로 표시되는 다술폰유도체 또는 일반식(PAG6)로 표시되는 이미노술포네이트유도체

$$Ar^3 - SO_2 - SO_2 - Ar^4$$
 $R^6 - SO_2 - O - N$ (PAG5) (PAG6)

식중 Ar^* , Ar^4 은 각각 독립적으로 치환 또는 비치환 아릴기를 나타낸다. Ar^8 은 치환 또는 비치환의 알킬기, 할로알킬기, 아릴기를 표시한다. $\operatorname{A는}$ 치환 또는 비치환의 알킬렌기, 알케닐기, 아릴렌기를 표시한다.

구체예로서는 이하에 표시하는 화합물을 들 수 있지만, 이것들에 한정되는 것은 아니다.

$$CI - - SO_2 - SO_2 - - CI$$

$$(PAG5-1)$$

$$H_3C - - SO_2 - SO_2 - - CH_3$$

$$(PAG5-2)$$

$$H_3CO - - SO_2 - SO_2 - - CI$$

$$(PAG5-3)$$

$$H_3C - - SO_2 - SO_2 - - CI$$

$$(PAG5-4)$$

$$F_3C - - SO_2 - SO_2 - - CF_3$$

$$(PAG5-5)$$

$$(PAG5-6)$$

$$CI - - SO_2 - SO_2 - - CI$$

$$(PAG5-6)$$

$$CI - - SO_2 - SO_2 - - CI$$

$$(PAG5-7)$$

$$N-O-SO_2-C_2H_5$$

$$O \cdot (PAG6-7)$$

$$O = O - SO_2 + CH_2 + CH_3$$
 $O = O - SO_2 + CH_2 + CH_3$
 $O = O - SO_2 + CH_3 + CH_3$

(PAG6-14)

(PAG6-15)

활성광선 또는 방사선의 조사에 의해 산을 발생하는 화화물의 첨가량은, 감광성 조성물의 전증량(도포용액을 제외)을 기준으로 하여 통상 $0.001 \sim 40$ 중량%의 범위이며, 바람직하게는 $0.01 \sim 20$ 중량%, 더욱 바람직하게는 $0.1 \sim 5$ 중량%이다.

(D) 산으로 분해할 수 있는 알킬에스테르기를 보유하는 수지(본발명(d)의 화합률) 본발명의 산으로 분해할 수 있는 알킬에스테르기를 보유하는 수지로서는, 수지의 축쇄에 산으로 분해할 수 있는 알킬에스테르기를 보유하는 수지이다.

산으로 분해할 수 있는 기로서는 상기한 식() 으로 표시되는 기이다.

바람직하게는 t-부틸에스테르기, t-펜틸에스테르기, t-핵실에스테르기, 시클로헥실에스테르기, 2-시클로프로필-2-프로필에스테르기, 쿠밍에스테르기, 1-메톡시-1-에틸에스테르기, 1-메톡시-1-에틸에스테르기, 1-메톡시-1-에틸에스테르기, 1-메톡시-1-에틸에스테르기, 1-메톡시-1-메틸에스테르기, 1-메톡시-1-메틸에스테르기, 1-메톡시-1-메틸에스테르기, 1-메톡시-1-메틸에스테르기, 1-메톡시-1-메틸에스테르기, 1-메틸에스테르기, 1-메틸에스테르게, 1-메틸에스테르기, 1-메틸에스테르키, 1-메틸에스테르키, 1-메틸에스테르

다음에 이들 산으로 분해할 수 있는 기가 측쇄로서 결합되는 모체 수지로서, 측쇄에 -에 또는 -COOH, 바람.직하게는 -R⁰-COOH(R⁰는 2가의 지방족 또는 방향족 탄화수소기**물 표시한다**) 또는 -kr-에기를 보유하는 **알**랍리 가용성수지이다. 예를 들어, 상기한 본발명(b)의 알카리 가용성수지를 들 수 있다.

이들 알카리 가용성수지의 알카리 용해속도는 0.261N 테트라메틸암모늄하드록시트(TMAH)로 측정(23℃)하여 170초/초 이상이 바람직하다. 특히 바람직하게는 330초/초 이상이다.

직사각형 프로파일을 달성하는 점에서 원자외광이나 엑시터 레이저광에 대한 투과율이 높은 알카리 가용성 수지가 바람직하다. 바람직하게는 1째 막두께에서 248m에서의 투과율이 20~80%이다.

이러한 관점에서 특히 바람직한 알카리 가용성수지는, o+,m+,p+폴리히드록시스티렌 및 그 공중합체, 수소 와폴리히드록시스티렌, 할로겐 또는 알칼치환 폴리히드록시스티렌, 폴리히드록시스티렌의 일부 이-알칼화 또는 0-아실화물, 스티렌히디록시스티렌공중합체, α-메틸스티렌히드록시스티렌공중합체 및 수소화노볼랙 수지이다.

본발명의 산으로 분해할 수 있는 기를 보유하는 수지는 상기한 모체가 되는 알카리 가용성수지의 -메기 또는 -CO에기의 일부 또는 전부를 상기한 일반식(II)으로 표시한 화합물과, 식(III)의 화합물 존재하, 탈산축합반응시키므로써 얻을 수 있다. 또는 통일하게 해서 산으로 분해할 수 있는 기를 결합시킨 알카리 가용성수지 모노대를 여러 모노대와 공중합하여 얻을 수 있다.

본발명에 사용되는 산에 의해 분해할 수 있는 기를 보유하는 수지의 구체예를 이하에 표시하지만, 본발명은 이름에 한정되는 것은 아니다.

산에 의해 분해할 수 있는 기의 합유량은, 수지중 산에 의해 분해할 수 있는 기의 수(B)와 산에 의해 분해 할 수 있는 기로 보호되지 않는 알커리 가용성기의 수(3)를 가지고, B/(B+S)로 표시된다. 합유율은 바람직 하게는 0.01~0.6, 보다 바람직하게는 0.05~0.40, 보다 더 바람직하게는 0.05~0.30이다. B/(B+S)>0.6에 서는 PEB후의 막수축, 기판으로의 밀착불량이나 스캠의 원인이 되어 바람직하지 않다. 한편 B/(B+S)<0.01 에서는 패턴축벽에 현저하게 정재파가 남아있기 때문에 바람직하지 않다.

(xxi)

산으로 분해할 수 있는 기를 보유하는 수지의 중량평균분자량(May)은, 2000~200000의 범위로 있는 것이 바람직하다. 2000대만에서는 미노광부의 현상에 의한 박 감소가 커지고, 200000을 초과하면 알카리 가용성수지 자체의 알카리에 대한 용해속도가 지연되어 감도가 저하된다. 보다 바람직하게는 5000~100000의 범위이고, 보다 바람직하게는 8000~50000의 범위이다.

여기서 중량평균분자량은 결침투크로마토그래퍼의 폴리스티렌 환산치를 가지고 정의된다.

또 분발명에서의 산으로 분해할 수 있는 기를 보유하는 수지는 2종류 이상 혼합하며 사용해도 좋다. 본발명에서의 수지 사용량은 감광성 조성물의 전증량(용매를 제외)을 기준으로 40~90증량%, 보다 바람직하게는 60~95증량%이다. 일카리 가용성을 조절하기 위해서, 산으로 분해할 수 있는 기를 보유하지 않는 알카리 가용성 수지를 혼합해서 사용해도 좋다.

또 본발명에 사용되는 화합물(d)을 2종 이상 사용해도 좋다. 또 본발명의 화합물(d)을 시용한 본발명의 레지스트 조성물증의 나트륨, 칼륨합량은, 각각 30ppbOlio, 베람직하게는 20ppbOlio, 보다 바람직하게는 15ppbOlio, 보다더 바람직하게는 10ppbOlio이다.

동일하게 상기한(c) 산분해성 저분자 용해저지제를 혼합해도 좋다. 이 경우, 그 용해저지제의 합량은 감황성 조성물의 전중량(용매는 제외)를 기준으로 $1\sim45중량%$, 바람직하게는 $3\sim30중량%$, 보다 바람직하게는 $5\sim25$ 중량%이다.

(E) 식(I)의 알킬에스테르기의 저분자 화합물 또는 수지로의 도입방법(본발명의 화합물(c), (d)의 합성방법)

식(I)로 표시되는 알릴에스테르기의 저분자 화합물 또는 수지로의 도입은, 식(II)의 화합물과, 상기한 본 발명의 화합물(c), (d)의 설명으로 예시한 페놀성 수산기 또는 카르복실기를 보유하는 저분자화합물 또는 수지를, 적당한 용매에 용해하고, 또 식(III)의 화합물을 첨가해서 가열하는 방법으로 할 수 있다. 식(III)의 화합물은 그 저분자 화합물 또는 수지중의 페놀성 수산기 또는 카르복실기와, 식(III)의 화합물을 탈산축합반용시키는 것을 유도한다.

본발명의 방법에 사용되는 식(III)은 미치한 또는 알킬기, 시홀로알킬기, 아탈릴기, 알케닐기 또는 아릴킬 기치환 암모늄히드록시드이고, 바람직하게는 알킬기, 시콜로알킬기, 아랄릴기, 알케닐기 또는 아릴기가 적 대도 1개 치환된 암모늄히드록시드이다. 식(III)의 암모늄히드록시드는 바람직하게는 용매로서의 물 또는 알코올을 합유하지 않는 순품의 형으로 사용되지만, 필요에 따라서 감압하 농축 등의 방법으로 그 물 또는 알코올성분을 가능한 한 작게 한 고농도의 상태에서 사용해도 좋다. 또 식(III)의 암모늄히드록시드의 수용 액 또는 알코올용액을 사용하며 반응계중에서 그물 또는 알코올을 가열 및/또는 감압에 의해 제거해서 사용해도 좋다.

본발명에서 사용되는 식(Π)의 암모늄히드록시드의 구체예를 이하에 표시하지만, 본발명은 미것들에 한정되는 것은 아니다.

식(II)의 화합물의 예로서 암모늄이드록시드, 모노메톓암모늄이드록시드, 디메립암모늄이드록시드, 트리메립암모늄이드록시드, 버틸트리메틸암모늄이드록시드, 버틸트리메틸암모늄이드록시드, 핵실트리메틸암모늄이드록시드, 세를로레메틸암모늄이드록시드, 핵실트리메틸암모늄이드록시드, 세월드리메틸암모늄이드록시드, 레일드메틸암모늄이드록시드, 페일드리메틸암모늄이드록시드, 페일드리메틸암모늄이드록시드, 페일드리메틸암모늄이드록시드, 페일드리메틸암모늄이드록시드, 페일드리메틸암모늄이드록시드, 메일드메틸암모늄이드록시드, 메일드리메틸암모늄이드록시드, 알릴트리메틸암모늄이드록시드, 알릴트리메틸암모늄이드록시드, 알릴트리메틸암모늄이드록시드, 백질드리메틸암모늄이드록시드, 벤질드리메틸암모늄이드록시드, 벤질드리메틸암모늄이드록시드, 베질드리메틸암모늄이드록시드, 세월드리메틸암모늄이드록시드, 4-메틸벤질트리메틸암모늄이드록시드, NA-디메틸메레리디늄이드록시드, NA-디메틸메리드록시드, NA-디메틸메리드록시드, NA-디메틸마리드록시드, NA-디메틸암모늄)메타이드록시드, NA-디메틸메리드라이드록시드, NA-디메틸암모늄)메타이드록시드, NA-데스디메틸마리드라이드록시드, RA-데스디메틸암모늄)마크실렌디이드록시드, 및 N-메틸미리디늄이드록시드 등을 들 수 있다.

또 상기한 페뉼성 수산기 또는 카르복실기를 보유하는 저분자 화찰물 또는 수저와, 식(기)의 화찰물을 식 (비)의 회찰물 존재하에서 퇄산축합반응시킬 때에 사용하는 용매로서는, 활성수소를 지니지 않는 비프로톤 성 용매가 바람직하다.

구체적으로는, 블로로포름, 사염화탄소, 에틸렌디큘로리드, 시클로헥산, 아세톤, 2-부타논, [↑]-부틸락툔, 디에틸렌귤리콜디메틸에테르, 디메틸렌글리콜모노메틸에테르아세테이트, 디메톡시메탄, 3-메록시부틸아세테이트, 데메트레글리콜모노메틸에테르아세테이트, 3-메록시프로피온산애틸, 4-n-프로폭시-2-부타논, 4-이소부록시-2-부타논, 2-메록시-2-메틸-4-펜타논, 아세톡시-2-프로파논, 아세토아세트아메틸, 아세트산 n-마르크, 아세트산이소아밀, 프로피온산 n-부활 3-메룕시프로피온산메틸, 부티로산 n-프로필, 피르부산에틸, 애틸렌글리콜모노메틸메테르아세테이트, 프로필렌글리콜모노메틸메테르아세테이트, 2-쳅타논, 3-쳅타논, 4-헵타논, 4-에록시-2-부타논, 아세틸아세톤, 아세트산메틸, 아세트산부틸, 벤젠, 볼루엔, 크실렌, 클로로벤젠, 디트로벤젠, 테트라히드로푸란, 디옥산, 아세토니트릴, N,N-디메틸포름아미드, N,N-디메틸아세트이미드, 디메틸슐포옥시드, N-메틸피롤리돈 및 테트라메틸우레아 등을 둘 수 있다. 이들 용매는 단독 또는 芝む해서 사용할 수 있다.

탈산축합반용에 있어서, 가열 온도는 바람직하게는 50℃이상, 보다 바람직하게는 60~150℃, 보다더 바람직하게는 70~130℃이다. 탈산축합반응의 반응성을 보다 높이기 위한 목적으로, 요오드화암모늄, 요오드화 테트라메틸암모늄 등의 암모늄류의 요오드화물을 첨기해도 된다. 이때의 첨가량은 식(Ⅲ)의 화합물에 대해 서 볼바로 1/20~3, 바람직하게는 1/10~2, 보다 바람직하게는 1/3~1의 범위이다. 반용성을 높이기 위해 서 가열 이외에 가압조건하에서 반응을 진행시켜도 좋다.

또 탈산축합반응중에서의 부반응인 산화를 억제하기 위해서, 질소분위기하 또는 질소기류하에서 반응시킬 수 있다.

본발명의 레지스트 조성물은 필요에 따라서, 염료, 만료, 가소제, 계연활성제, 꽝 중감제, 현상액에 대한 용해성을 촉진시키는 페놀성 애기를 2개 이상 보유하는 화합불 및 노광에서 노광후 베미크까지의 시간 경 과에 따른 화상열화를 방지하는 첨가제 등을 할유시킬 수 있다.

바람직한 염료로서는 유성 염료 및 염기성 염료이다. 구체적으로는 오일옐로우 #101, 오일옐로우 #103, 오 일핑크 #312, 오일그린 BG, 오일블루 BOS, 오일블루 #603, 오일블랙 BY, 오일블랙 BS, 오일블랙T-505(오리 엔트 화학공업주식회사(제)), 크리스탈 바이올렛(C142555), 메틸 바이올렛(C142535). 로오다민 B(C145170B), 말라치테 그린(C142000) 및 메틸렌 블루(C152015) 등을 들 수 있다.

아래에 예시한 분광중감제를 첨가하고, 사용하는 광산발생제가 흡수를 하지 않는 자외선보다 긴 파장영역에서 중감되는 것으로, 본발명의 레지스트 조성물을 i 또는 9선에 감도를 지니게 할 수 있다. 바람직한 분광중감제로서는, 구체적으로 벤조페논, p,p'-테트라메틸디아미노벤조페논, p,p'-테트라메틸에틸아미노벤조페논, 2-클로로티오산론, 안트론, 9-메톡시안트라센, 안트라센, 피렌, 페릴렌, 페노티야진, 벤질, 야크리틴, 오랜지, 벤조플라빈, 세토플라빈-T, 9,10-디페틸안트라센, 우-플로오레논, 아세토, 페본, 2-니틴, 오랜지, 벤조플라빈-T, 세토플라빈-T, 9,10-디페틸안트라센, 양-플루오레논, 아세토, 페본, 교인티렌, 2-니 는, 또한지, 현소들다는, 세독들다는 기, 3,10억페를 한복다면, 5~들수보대는, 아제로페는, 페른독편, 2~다 트로플루오렌, 5-니트로아세나프텐, 벤조퀴논, 2-볼로로-4-니트로아널린, N-아세틸-p-니트로아닐린, p-니 트로아닐린, N-아세틸-4-니트로-1-나프틸아만, 퍼크르아미드, 만트라퀴논, 2-메틸트라퀴논, 2-tert-부틸안 트라퀴논, 1,2-벤즈만트라퀴논, 3-메릴-1,3-디아자-1,9-벤즈만트론, 디벤잘아세론, 1,2-나프토퀴논, 3,3'-카르보닐-비스(5,7-디메톡카르보닐코우마린) 및 코로넨 등을 들 수 있지만, 이것률에 한정되는 것은 아니

화학증폭형 포지레지스트는 노광에서 노광후 베이크까지의 시간 경과에 따라, 감도가 저하되거나, 프로파일이 T-탑형상으로 되거나, 선폭이 변동하는 문제가 생길 수 있다. 이 문제점을 개선하기 위해서, 특개소63-149640호, 특개평 5-165219호, 동5-173333호, 동5-232706호, 동5-249662호, 동5-127369호, 동5-289340호, 동6-43650호, 동6-266110호, 동6-266111호, W0-94/1805호 각 공보에 기재된 업기성 질소원자를 함유하는 화합물, 포접화합물(clathrate compound), 케탈 또는 이세탈기를 합유하는 화합물 등을 첨가할 수 있다. 첨가하는 목적이 만족하는 한, 첨가할 수 있는 화합물이 이것들에 한정되지 않는 것은 말할 나위도 없

2,6-CI-o-메틸-α-시클로덱스트린,

2,6-CI-o-메틸- β -시클로텍스트린,

2,6-디-o-메틸- ^જ -시클로텍스트린, 2,6-디-ο-메틸- δ -시클로덱쇼트린 2,6-Cl-σ-에틸-α-시휼로덱스트린, 2,6-Cl-σ-에틸-β-시클로덱스트린, 2,3,6-트리-σ-메틸-α-시클로덱스트

린, 2,3,6-트리~c~메탈~ β -시클로덱스트린, 2,3,6-트리~c-메틸~ $\frac{\gamma}{\alpha}$ -시클로덱스트린, 2,3,6-트리~c-메틸~ $\frac{\gamma}{\alpha}$ -시클로덱스트린, 2,3,6-트리~c-메틸~ $\frac{\gamma}{\alpha}$ -시클로덱스트린, 2,3,6-트리~c-메틸~ $\frac{\gamma}{\alpha}$ -시클로덱스트린,

0-카르복시메틸-0-메틸-β-시클로덱스트린, 0-카르복시메틸-0-메틸- $\frac{\gamma}{2}$ -시클로덱스트린, 0-카르복시메틸-0-메틸- β -시클로덱스트린, 0-카르복시메틸-0-메틸- β -시클로덱스트린, 0-메트-0-메틸- β -시클로덱스트린, 0-카르복시메틸-0-메틸- β -시클로덱스트린, 0-카르복시메틸-0-메틸- β -시妻로덱스트린, 0-카르복시메틸-0-메틸- β -시妻로덱스트린, 0-

카르복시메틸-o-에틸- γ -시클로덱스트린, o-카르복시메틸- α -시클로덱스트린, o-카르복시메틸- β -시클로 덱스트린, o-카르복시메틸- β -시클로덱스트린, o-(2-메톡시)메틸- β -시클로덱스트린, o-(2-메톡시)메틸- β -시클로덱스트린 및 o-메톡시메틸- β -시클로덱스트린 등을 들 수 있지만, 이것들에 한정되는 것은 아 LICH.

케탈 또는 아세탈기합유 회합물의 구체예로서는, 1,4-디-o-토실-2,3-o-이소프로필라덴-1-스레이톨, 올라고아세탈, 디아세톤-D-귤루코오스, 3-o-아세틸-6-o-벤조일-5-o-(메틸슐포닐)-1,2-o-이소프로필라덴- α -D-귤루코푸란노오스, 1,2,3,4-디-o-이소프로필라덴-6-o-(트리슐포닐)- α -D-글루토피라노오스, 1,2,3,4-디-o-이소프로필라덴-6-o-(파라트릴슐포닐)- α -D-알로푸란노오스, 1,2-o-이소프로필라덴-6-o-(파라트릴슐포닐)- α -D-알로푸란노오스, 1,2-o-이소프로필라덴-6-o-(파라트릴슐포닐)- α -L-이도푸란노오스, 2,2 -디메틸-1,3-디옥소란-4-메탄蠡 통흡 들 수 있지만, 이것들에 한정되는 것은 아니

현상액에서 용해 촉진을 위해서, 페늄성 아기를 2개 이상 보유하는 폴리하드록시 화합물을 합유할 수 있다. 바람직한 폴리하드록시회합률로서는, 페뉼류, 레조르시뉼, 플로로글루신, 2,3,4-트리하드록시벤조페 논, 2,3,4,4-테트라하드록시벤조페논, 2,3,4,5'-핵사하드록시벤조페논, 아세톤-피로갈롤축합수지, 2,4,2',4'-테트라하드록시벤조페논, 2,1,2-티하드록시미페닐에테르, 2,2',4,4'-테트라하드록시미페닐에테르, 2,2',4,4'-테트라하드록시미페닐어테르, 2,2',4,4'-테트라하드록시미페닐술폭시드. 2,2',4,4'-테트라하드록시미페닐술폭시드. 2,2',4,4'-테트라하드록시미페닐술폭시드. 2,2',4,4'-테트라하드록시미페닐술폭시드. 2,2',4,4'-테트라하드록시미페닐술폰, 트리스(4-하드록시페닐)시클로핵산, 4,4'-(α-테틸벤질라덴)-비스페탈 유, 교, 교, 교-트리스(4-하드록시페닐)-1,3,5-트리이소프로필벤젠, α,α',α'-트리스(4-하드록시페닐)-1-메틸-4-이소프로필벤젠, 1,2,2-트리스(히드록시페닐)-프로판, 2,2,5,5-테트라키스(4-하드록시페닐)-프로판, 1,2-테트라키스(4-하드록시페닐)에탄, 1,1,3-트리스(하드록시페닐)부탄 파라

 $[\alpha,\alpha,\alpha',\alpha']$ α' -테트라키스(4-히드록시페닐)크실렌 등을 들 수 있다.

이돌 폴리히도록시화합물은 본말명의 조성물증 고형분 100중량부에 대하여, 통상 70중량부이하, 비람직하게는 50중량부이하, 보다 바람직하게는 30중량부이하의 비율로 배합할 수 있다.

본발명의 레지스트조성물을 용해시키는 용제로서, 에髓렌글리콜모노메틸에테르, 에틸렌글리콜모노메틸에테르, 메틸셀로솔브아세테이트, 메틸셀로솔브아세테이트, 메틸셀로솔브아세테이트, 데메틸렌글리콜모노메틸메테르아세테이트, 드에틸렌글리콜모노메틸메테르아세테이트, 트루엔, 크스메틸메틸케톤, 시클로펜타노, 시클로렉사노, 2-히드록시프로피온산메틸, 2-히드록시-2-메틸프로피온 산메틸, 3-메록시프로피온산메틸, 교루브산메틸, 피루브산메틸, 자용된다, 아세트산부틸 등을 사용할 수 있다. 이들 유기용제는 단독으로 또는 2종 이상 조합시켜 사용된다.

N-메틸포름아미드, N,N-디메틸포름아미드, N-메틸아세트아미드, N,N-디메틸아세트아미드, N-메틸피롤리돈, 디메틸술폭시드 또는 벤질에틸에테르 등의 고비점 용제를 혼합해서 사용할 수 있다.

본발명의 레지스트 조성물에는 스트리에이션 등의 도포성을 더욱 향상시키기 위해서 계면활성제를 배합해서 사용할 수 있다.

계면활성제로서는 예를 들어 폴리옥시에틸렌라우릴에테르, 폴리옥시에틸렌스테이릴에테르, 쭳리옥시에틸렌 세틸에테르, 폴리옥시에틸렌훕릴에테르 등의 폴리옥시에틸렌알릴에테르류, 폴리옥시에틸렌옥틸페늘에테르, 폴리옥시에틸렌오틸베테르 등의 폴리옥시에틸렌알릴에테르류, 폴리옥시에틸렌옥틸페늘에테르, 폴리옥시에틸렌오르비탄, 모노팔리트 생고료비단, 모노스테아르산소르비단, 모노팔리트 등의 소르비단지방산에스테르류, 폴리옥시에틸렌소르비단모노라우리이트, 폴리옥시에틸렌소르비단모노스테마레이트, 폴리옥시에틸렌소르비단모노스테마레이트, 폴리옥시에틸렌소르비단모노스테마레이트, 폴리옥시에틸렌소르비단도리플레이트, 폴리옥시에틸렌소르비단트리플레이트, 폴리옥시에틸렌소르비단트리플레이트, 플리옥시에틸렌소르비단트리플레이트, 플리옥시에틸렌소르비단프리플레이트, 플리옥시에틸렌소르비타르리스테마레이트 등의 플리옥시에틸렌소르비단프리플레이트, 플리옥시에틸렌소르비단크리스테마레이트 등의 플리옥시에틸렌소르비단지방산에스테르류 등의 비미온성계 계면활성제, 에프톱 EF171, EF303, EF352(신어카타 카제미(세기), 메카팩 F171, F173(디미니뽄잉크(제)), 플로라이드 FC403, FC431(수미토모 3M(제)), 마사히가드 AG710, 서프론 3-382, SC101, SC102, SC103, SC104, SC105, SC106(마사히글래스(제)) 등의 청소계 계면활성제, 올기노실록산폴리머 KP341(신에프화학(제)), 아크릴산 또는 메타크릴산 (공)중합폴리머 쯀리플로 No.75, No.95(교오레이사유시(제)) 등을 들 수 있다. 이들 계면활성제중 특히 불소계 계면활성제, 실리콘계 계면활성제가 바람적하다. 계면활성제의 배합량은 본발명의 조성물증 고형분 100중량부당 통상 2중량부 이하, 바람적하게는 1중량부 이하이다.

이 계면활성제는 단독으로 또는 몇종류를 혼합해서 첨가할 수 있다.

본발명인 레지스트용 조성물의 형상액으로서는, 수산화나트륨, 수산화칼륨, 탄산나트륨, 규산나트륨, 메타규산나트륨, 암모니아수 등의 무기알카리류, 에월이만, 디-n-부틸아민 등의 제10만류, 디에틸아민, 디-n-부틸아민 등의 제10만류, 디에틸아민, 디-n-부틸아민 등의 제30만류, 디메틸에탄율이민, 트리에탄을 아민 등의 정20만류, 티트리에틸아모늄히드록시드, 테트라에틸암모늄히드록시드, 로리 등의 제4급암모늄명, 피를, 피페리딘 등의 확상이만류 등의 알코리류의 수용액을 사용할 수 있다. 알카리류의 농도는 규정농도로 0.00~1%, 바람직하게는 0.01~0.5%, 보다 바람직하게는 0.01~0.3%의 범위에서 사용된다. 삼기한 알카리류의 수용액에 이소프로필알코율 등의 알코올류, 베이온계 등의 계면활성제를 적당량 첨가해서 사용할 수도 있다.

OI 현상액중에서 바람직한 것은 제4급암모늄염, 보다 바람직하게는 테트라메틸암모늄하드록시트, 쫄린이다.

본발명의 레지스트용 조성물에는 필요에 [다라서 흡광제, 가교제, 흡착조제 등을 배험할 수 있다. 흡광제는 기판으로부터의 할레이션을 방지할 목적이나 투광가판에 도포했을 때의 시인성을 높이기 위한 목적으로, 필요에 [다라서 첨가된다. 예를 들어 「공업용 색소 기정의 시장」(CMC출판)나 업료편함(유기합성화학협회 편)에 기재된 시판의 흡광제, 예를 들어, C.I.Disperse Vellow 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 23, 31, 49, 50, 51, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 62, 88, 90, 93, 102, 114, 124, C.I.Disperse Orange 1, 5, 13, 25, 29, 30, 31, 44, 57, 72, 73, C.I.Disperse Red 1, 5, 7, 13, 17, 19, 43, 50, 54, 58, 65, 72, 78, 88, 117, 137, 143, 199, 210, C.I.Disperse Violet 43, C.I.Disperse Blue 96, C.I.Disperse fluorescent Brightenian Agent 112, 135, 163, C.I.Solvent Vellow 14, 16, 33, 56, C.I.Solvent Orange 2, 45, C.I.Solvent Red 1, 3, 8, 23, 24, 25, 27, 49, C.I.Pigment Green 10, C.I.Pigment Borwn 2 등을 바람 직하게 사용할 수 있다. 흡광제는 통상 본발명의 조성불중의 고형분 100중량부에 대하여, 50중량부 이하, 바람직하게는 30중량부 이하, 보다 바람직하게는 10중량부 이하의 비율로 배합된다.

가교제는 포지화상을 형성하는데에 영향을 주지 않는 범위에서 첨가된다. 가교제의 첨가목적은 주로 감도 조정, 내열성의 향상, 내드라이에청성 향상 등이다.

가교제의 예로서는 멜라민, 벤조구안아민, 골리콜루릴 등에 포름알데히드를 작용시킨 화합물, 또는 그 알 킬변성물, 에폭시화합물, 알데히드, 아지드화합물, 유기광산화물, 헥사메틸렌테트라이민 등을 늘 수 있다. 이 가교제는 본발명의 조성물중 고형본 100중량부에 대하여, 10중량부 미만, 바람직하게는 5중량부 미만의 비율로 배합할 수 있다. 가교제의 배합량인 10중량부를 초과하면 감도가 저하되어 스캠(레시스트 잔유물) 가 생겨서 바람직하지 않다.

접착조제는 주로 기판과 레지스트의 밀착성을 향상시키며, 특히 에청공정에 있어서 레지스트가 박리되지 않도록 하기 위한 목적으로 철기된다. 구체예로서는, 트리메틸플로로실란, 디메틸비닐큘로로실란, 메틸디 페닐큘로로실란, 클로로메틸디메틸클로로실란 등의 퀄로로실란류, 트리메틸메톡실실란, 디메틸디에톡시실 란, 메틸디메톡시실란, 디메틸비닐에톡시실란, 디페닐디메톡시실란, 페닐트리메톡시실란 등의 알콕시실란 류, 헥사메틸디실라잔, N, N'-비스(트리메틸실릴)우레아, 디메틸트리메틸실릴아만, 트리메틸실릴이미다졸

등약 실라잔류, 비닐트리클로로실란, 🌱 -콜로로프로필트리메톡시실란, 🍈 -아미노프로필트리메톡시실란,

소화합물을 들 수 있다.

이 접착조제는 본발명의 조성물중 고형분 100중량부에 대하여, 통상 5중량부 미만, 바람직하게는 3중량부 미만의 비율로 배합된다.

상기한 레지스트용 조성물을 정밀집적회로소자의 제조에 사용되는 기판(예: 실리콘/이산화실리콘 피복, 글라스기판, ITO기판 등의 투명기판 등)상에 스피너, 코오터 등의 적당한 도포방법으로 도포한 후 예비 가열하고, 소정의 마스크를 통해서 노광하고, 필요에 따라서 후가열(PEB: post exposure bake)을 하고, 현상, 건조하므로써 양호한 레지스트를 얻을 수 있다.

이하 본발명의 실시예를 나타내지만, 본발명은 이것들에 한정되는 것은 아니다. 또 %눈 충룡%者 나타낸다. 싫시예

저분자 산분해성 용해저지화합물의 합성예 1

N,N-디메틸아세트아메드 120ml에 α,α',α'-트리스(4-히드록시페날)-1,3,5-트리미소프로필벤젠 19.2g(0.040물)을 용해한 용액에, 테트라메틸암모늄히드록시드 5수화물 23.8g(0.13물)과 브로모아세트산t-부틸 23.4g(0.12물)을 참가하고, 120℃에서 7시간 교반하였다. 그후 반응혼합물을 이온교환수 1.51에 투입 하고, 아세트산에틸에서 추출하였다. 아세트산에틸용액을 감입하에서 농축건조하여 밝은 황색의 점조 고체 29g을 얻었다. NMR에 의해 이것이 화합물에(31)(R은 모두 -CH₆-COO-CH₈'기)인 것을 확인하였다(용해저지화 합물(a)).

저분자 산분해성 용해저지화합물의 합성예 2

N,N-디메틸이세트마이드 120m2에 α,α,α',α',α',α',α'-테트라키스(4-히드록시페닐)-1,3,5-트리메틸벤젠14.3g(0.020물)을 용해한 용액에, 테트라메틸암모늄히드록시드 5수화물 23.8g(0.13물)과 브로모아세트산는부틸 23.4g(0.12물)을 참가하고, 120℃에서 7시간 교반하였다. 그후 반응혼합물을 이온교환수 1.51에 투입하고, 아세트산에틸에서 추출하였다. 아세트산에틸용액을 감압하에서 농축건조하며 밝은 황색의 분말제 22g을 얻었다. NMR에 의해 마것이 화합물예(62)(R은 모두 -CH_-COO-CH,'기)인 것을 확인하였다(용해저지화 합물(b)).

저분자 산분해성 용해저지화합물의 합성예 3

N,N-디메틸아세트마디드 300㎢에 α,α',α'-트리스(4-히드록시페닐)-1,3,5-트리미소프로필밴젠 48.1g(0.10물)을 용해한 용액에, 테트라메틸암모늄히드록시드 5수화를 39.3g(0.22물)과 브로모아세트산다-부틸 39.0g(0.20물)을 청가하고, 120℃에서 5시간 교반하였다. 아세트산 13.2g을 기하며 중화한 후 반응혼 합뭄을 미온교환수 21에 투입하고, 아세트산에틸에서 추줍하였다. 아세트산에틸추줍액을 농축하며 하기 구 성의 용해저지회합물(c) 69g을 얻었다.

저분자 산분해성 용해저지화합물의 합성에 4

벤즈트리메틸암모늄히드록시드의 40% 메탄올용액 54.4g(0.13몰)을 농축건조한 후, 톰루엔 200mk에 용해하였다. 또 1,3,3,5-(4-히드록시페닐)펜탄 13.2g(0.030몰) 및 브로모아세트산t-부틸 23.4g(0.12몰)을 참가하고, 8시간 가열환류하였다. 반응혼합물을 미온교환수로 세정하여 본액한 후 농축건조한, 결과 밝은 감색 분말체 25g을 얻었다. NMR에 의해 이것이 화합물에(60)(R은 모두 -어-C00-C.H.'기)인 것을 확인하였다(용 해저지화합물(d)).

저분자 산분해성 용해저지화합물의 합성예 5

테트라메틸압모늄히드록시트의 25% 수용액 47.4g(0.13물)을, N.N-디메틸아세트아미드 200㎖에 용해하고, α,α,α,α,α,σ,-테트라키스(2,5-디메틸-4-히드록시페닐)-p-크실렌 17.6g(0,030몰) 및 브로모아세트산t-부틸 23.4g(0.12몰)을 첨가하였다. 감압하, 반응액에서 물을 증류한 후, 120℃에서 5시간 교반하였다. 그후 반응혼합물을 미온교환수 1.51에 투입하고, 아세트산에틸로 추출하였다. 아세트산에틸용액을 감압하 농축건조하면 밝은 갈색분말채 28g을 얻렀다. NMR에 의해 이것이 화합물에(20)(R은 모두 -CH₂-COO-C₂H₂'가)인 것을 확인하였다(용해저지화합물(e)).

저분자 산분해성 용해저지화합물의 합성예 6

콜린히드륙시도의 45% 메탄율용액 32.3g(0.12월)을 농축건조한 후, 마세톤 200m와에 용해하였다. 그런다음, α , α '=트리스(4-히드록시페닐)- α , α , α '=트리메월-p-크실렌 17.0g(0.040몰) 및 브로모아세트산1-메틸-1-시플로헥실 28.2g(0.12몰) 및 요오드와암모늄 17.4g(0.12물)을 철기하고, 8시간 가열환류하였다. 반응혼합물을 미온교환수 10에 투입하고, 추출한 점조고체광 수집하고 감압하 건조한 결과, 밝은 갈색분말체 31g을 얻었다. NMR에 의해 미것이 화합물예(18)(R은 모두 표1중의 합성예8에 기재된 산분해성기와 같은 기)인 것을 확인하였다(용해저지화합물(f)).

저분자 산분해성 용해저지회합률의 합성예 7~12

합성예1~6과 통일하게 하며, 본발명의 용해저지화합물(g)~(I)를 합성하였다. 이들 용해저지화합물의 구조, 산분해성기, 사용한 암모늄히도록시도 및 $N_{\rm e}/N_{\rm e}+N_{\rm e}$ 값을 표1에 나타내었다.

					<u> </u>		<u> </u>	1
	12	الإسمال الاستان معامل من المساور المس	10	ဗ	æ	7	(전 (전 (전 (전 (전 (전 (전 (전 (전 (전 (전 (전 (전 (
	,	K	4	denter al	-	l/Taj	용해저지화합물	Andrea in set this former was metaminine successful, for any minima.
	42	4.1	36	16	15	7	구조 (화합물에의 번호)	STOCKE C.
	-сн₂-соо ≺н	-CH2-C00-C4H9t	-СH ₂ -СОО-С ₄ H ₉ t	-сн ₂ -соо-о-сн ₃	-сн₂-соо ≺н	-CH2~COO-C4Hgt	신분해성기	표 1 : 용해저지화함물의 합성
	비트라메틸앙모늄 하므록시트	테트라메틸암모늄 히드루시드	제닝트리메틸암도늄 하드록시드	. 벤진트리메틸암모늄 히드루시드	테트라메틸암포늄 러드톡시드	티트라메틸암모늄	사용한 식(Ⅲ)의 화합뭄	5 1
فينب	0.25	0.26	0	0	0	0.83	NS/(NB+NS)	

산분해성기 함유 수지의 합성예 13

폴리(4-히드록시스티렌) 24.0g(중량평균분자량 25000)을 N.N-디메틸포름아미드 200m2용액에, 테트라메틸암모늄히드록시드 5수화물 10.9G(0.060볼), 브로모아세트산 t-부틸 11.7g(0.060볼)을 첨가하고 120~에서 7시간 교반하였다. 그후 반응혼합물을 이온교환수 21에 투입하고, 석출된 첨전불을 감압하 건조한 결과, 백색수지 27g을 얻었다. NMR에 의해 -CH--COO-C.H.'기가 30볼% 치환된 화합률에(비)의 수지인 것을 확인하였다.

산분해성기 할유 수지의 합성예 14

테트라메틸암모늄히드록시드 25%수용액 14.6g(0.040볼)을 N,N-디메틸포름아미드 200m원용액메, 폴리(3-메틸

-4-히드록시스티렌) 26.8g(중량평균분자량 22000), 브로모아세트산t-부틸 7.8g(0.040울)출 첨가하였다. 감 압하 반응액에서 물을 중류한 후, 120℃에서 5시간 교반하였다. 그후 반응혼합물을 이온교환수 21에 투입 하고, 석출된 첨진물을 감압하에서 건조한 결과, 밝은 갈색수지 28g을 얻었다. NMR에 의해 -CH,-COO-CH'기가 20볼% 처환된 회합물예(iv)의 수지인 것을 확인하였다.

산분해성기 합유 수지의 합성예 15

벤질트리메틸암모늄하드록시트의 40% 메탄올용액 16.7g(0.040률)을 농축건조한 후, 아세톤 200m2에 용해하 였다. 그런 다음, 4-하드록시스티렌/소티렌 = 85/15(몰비)의 공중합체(중량평균분지량 32000) 23.6g, 브로 모아세트산 t-부틸 7.8g(0.040 폴)를 첨가하고, 8시간 가열환류하였다. 반응혼합불을 이온교환수 21에 투 입하고, 석출된 침전물을 감압하에서 건조한 결과, 백색수지 26g을 얻었다. NMR에 의해 -CH_s-C00-C,H¹기가 20몰% 치환된 화합물예(xii)의 수지인 것을 확인하였다.

산분해성기 함유 수지의 합성에 16~20

합성에 13~1도) 동일하게 하며, 본발명의 용해저지화합물(g)~(I)를 합성하였다. 이를 용해저지화합물의 구조, 산분해성기, 사용한 암모늄히드록시도 및 N/N+N,값을 표1에 나타내었다.

14 05 0 ÷. 5 20 ö .117.2 8 = 王2分 화합물에 (v), (vv), (xx)의 산분해기함유 라함물에의 (xxi) (XX) (XX) (ii) <u>r#</u> -∱× þ 중량병관분가링 佗 ٥ž. Ħů. 바 38000 12000 23000 25000 16000 1014 근무 라유용은 <u>عر</u> 20듈*(xxi)에서는 40표*이다 사용단 아버모남이 암모늄히드록시드 암모늄히드록시드 페닐트리메틸 암모늄히드루시드 모늄이드록시 国际中四国 변원트리막팀 Œ ME라메틸 사(미)의 토라메틸 三年和三 300 54 64 산분해기. [관육(골x) 8 8 엉 20 8 10

#4 r\$ 산문해기함유 수지의

变

" -

비교예용 용해저지화합물의 합성예 1

본발명의 합성예 1의 테트라메틸암모늄하드록시도 5수화물대신에 탄산칼륨 18.0g(0.13물)울 사용하고, 그 외는 합성예1과 등일하게 하여, 반응, 후처리를 실시하였다. 밝은 황색점조고체 29g률 얻고, MMR에 의해 이것이 합성예 1과 동알한 화합물임을 확인하였다(비교예의 용해저지화합물(m)).

비교예용 용해저지화합물의 합성예 2

분발명의 합성예 3의 테트리메틸암모늄하드록시도 5수화물 대신에 탄산나트륨 23.3g(0.22몰)을 사용하고, 그 외는 합성예 3과 동일하게 하여, 반응, 휴처리륡 실시하였다. 그 결과 합성예3과 동일한 화합물 69g을 얻었다(비교예의 용해제지화합물(n)).

비교예용 용해저지화합물의 합성예 3

본발명의 합성예 6의 콜린히드록시드의 45% 메탄율용액 농축건조를대신에 탄산칼륨 16.6g(0.12볼), 요오드 화암모늄대신에 요오드화칼륨 19.9g(0.12볼)을 사용하고, 그 외는 합성예 6과 동일하게 하며, 반응, 축처 리블 실시하였다. 그 결과 합성예 6과 동일한 화합물 31g을 얻었다(바교예의 용해저지화합불(o)).

비교예용 산분해기 함유 수지의 합성 4

본발명의 합성에 13의 테트라메틸암모늄히드복시도 5수화불대신에 탄산칼륨 8.3g(0.060볼)을 사용하고, 그 외는 합성에 13과 동일하게 하며, 반응, 축처리를 실시하였다. 그 결과 합성에 13과 동일한 수지 27g을 얻었다(비교예의 수지(xxII)).

비교예용 산분해기 합유 수지의 합성 5

본발명의 합성에 15의 벤질트리메틸암모늄히드록시드의 40% 메탄울용액 농축건조물대신에 탄산나트룹 4.2g(0.040물), 요오드화테트라메틸암모늄대신에 요오드화나트륨 6.0g(0.040물)을 사용하고, 그 외는 합성 예 15과 동일하게 하여, 반응, 후처리를 실시하였다. 그 결과 합성예 15과 동일한 화합물 269g을 얻었다 (비교예의 수지(xxIII)).

그와 유기아만을 사용한 비교합성 1

본발명의 합성에 I의 태트라메틸암모늄하드록시도 5수화물대신에 트리메틸아민 13.29(0.13볼)을 사용하고, 그 외는 합성에 1과 동일하게 하여 반응을 실시하였다. 그러나 α , α ', α '-트리스(4-히드록시페닐)-1,3,5-트리이소프로찔벤젠과 브로모아세트산t-부틸의 탈산축합반응은 일어나지 않아 원료만 회수하였다.

그와 유기아민을 사용한 비교합성 2

본발명의 합성예 1의 테트라메틸암모늄히드록시드 5수화물대신에 IBU(1,8-디아자비시클로[5,4,0]-7-운데센) 19.89(0.13몰)을 사용하고, 그 외는 합성예 1과 동일하게하여 반응을 실시하였다. 그러나 상기한 비교합성 1과 동일한 탈산축합반응은 일어나지 않아 원료만 회수하였다.

실시예1~20

상기한 합성예에서 표시한 본발명의 용해저지화합물 및 수지를 사용하는 레지스트를 조제하였다. 그때의 처방을 표3에 나타낸다.

비교예 1~5

상기한 비교예의 용해저지화함물(m)~(o) 및 비교예의 수지(xii)~(xiii)를 사용하며 비교예의 레지스트를 제조하였다. 그때의 처방을 표3에 나타낸다.

표 3 : 레지스트조성물의 처방

	양카리가용성수지		광산발생제		용례저지제	
	(g)		(g)		(g)	
실시에 1	NOA'I	1.5	PAG4-6	0.05	ŧ.	0.50
실시에 2	NOV.2	1.5	PAG4-5	0.05	h	0.50
실시예 3	NOV.1	1.5	PAG3-5	0.05	d	0.50
실시에 4	PHS/St	1.5	PAG4-5	0.05	¢	0.50
실시예 5	PHS/St	1.5	PAG4-8	0.05	b	0.50
실시예 6	PHS/AcSt	1.5	PAG4-28	0.05	1	0.50
실시에 7	PHS/OHS	1.5	PAG5-12	0.05	ŧ	9.50
실시예 8	PHS/AcSt	1.5	PAG5-11	0.05	3	0,50
실시에 9	PHS/St	1.5	PAG5-14	0.05	g	0.50
실시예10	PHS/OHS	1.5	PAG4-7	0.65	ī	0.50
실시예 11	PHS/TBOCS	1.5	PAG4-5	0.05	r	0.50
실시예12	(111)	1.5	PAG4-5	0.05	k	0.50
설시 예 13	(iv)	1.0	PAG4-9	80.0		
실시예14	(ii)	1.0	PAG5-9	80.0	No. of	
실시예 15	(v)	1.0	PAG4-5	0.08	-	
실시예16	(xv)	1,0	PAG6-15	0-08		
실시예17	(xx)	1.0	PAG4-5	0.08		
실시에 18	(xxi)	1.0	PAG4-8	0.08		
실시예19	(iii)	10	PAG4-5	80.0	-	
실시에 20	(xii)	1.0	PAG4-5	80.0		Addition to the second
माञ्जा 1	NOV.1	1.5	PAG4-5	0 .05	נמ	0.50
비교에 2	PHS/St	1.5	PAG4-5	0.05	n	0.50
비교에 3	PHS/TBOMS	1.5	TAG4-5	0.05	o	0.50
비교에 4	(xxii)	1.0	PAG4-5	0.08		
비교에 5	(xxiii)	1.0	PAO4-5	. 0.0		
4			1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

표3에 있어서 사용되는 기호는 아래 내용을 나타낸다.

수지 ()내는 뿔비

NOV. 1: m-크레즐/p-크레즐 (50/50)과 포르말린의 노볼렉수지 Ww = 8700

NOV. 2: m-크레즐/p-크레즐/3,5-크실레뇰 (60/20/20)과 포르말린의 노블백수지 Mw = 5800

PHS/St: p-하드록시스티렌 /스티렌 (85/15)공중합체 № = 32000

PHS/OHS: p-히드록시스티렌/o-OH세톡시스티렌(80/20)공중합제 Mw = 38000

PHS/AcSt : p-히드록시스티렌/p-0H세톡시스티렌(80/20)공중합채 M₩ = 26000

PHS/TB0CS : p-하드록시스티렌/t-부톡시카로보닐옥시스티렌(80/20)공중합체 Mw = 21000

레지스트조성물의 조제와 메탈함량의 측정

표3에 표시하는 각 소재에 4-디메틸아미노피리던 0.019을 가하고, 프로필렌글리콜 모노메틸메테르아세테이 토 9.59에 용해하였다. 그 후 0.2m의 필터로 여과하여 레지스트용액을 작성하였다. 각 레지스트용액증의 나트륨, 활룡합량을 원자흡광도로 측정하였다. 결과를 표4에 표시한다.

표 4 : 레지스트 조성물증의 메탈합량

- A F	For any Pool Security and advanced	나토륨합링	(ppb)	ž름함량(ppb)
실시에	1	8		6
실시예	2	10		7
실시예	3	6		5
실시예	4	9		4
설시예	5	11		9
실시에	6	7		10
실시예	7	6		5
실시에	8	9		8
실시예	9	7		12
실시에	10	10		8
실시예	11	4		7
설시에	12	7		7
실시예	13	8		4
실시에	14	8		6
실시에	15	5		9
실시에	16	9		10
실시예	17	12		11
실시예	18	15		10
실시에	19	8		5
실시예	20	9		7
मा ज्ञा	1	52		320
मा ज ल	2	335		58
माञ्	3	65		375
비교에	4	42		- 290
비교에	5	310	111	. 48

[레지스트 조성물의 평가]

상기한 본발명의 레지스트용액을 스펀코무터를 이용하며 실리콘 웨이퍼상에 도포하고, 120°c에서 60초간 진공흡작형 핫플레이트에서 건조하며, 두께 1.0㎞의 레지스트막을 얻었다.

이 레지스트막에 248KrF 엑시머 레이저 스테퍼(Na = 0.45)물 사용해서 노광을 하였다. 노광후, 100°c의 진

공흡착형 핫플레이트에서 60초간 가열하고, 즉시 2.38% 테트라메틸앙모늄히드록시드(TMAH)수용역에서 60초 간 참지하고, 30초간 물로 린스하고 건조하였다. 이렇게 해서 얻어진 실러콘 웨이퍼상의 패턴의 감도, 해 상력을 각각 아래와 같이 평가하였다. 그 결과를 표5에 나타낸다.

[감도

감도는 0.50m의 마스트패턴을 재현하는 노광량을 가지고 정의하였다.

[해상력]

해상력은 0.50째의 마스트패턴을 재현하는 노광링에 있어서의 한계현상력을 나타낸다.

표 5 : 평가 결과

MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF	감도(mJ/cd)	해상력(畑)
실시에 1	23	0.32
실시에 2	22	0, 30
실시예 3	27	0.30
실시에 4	18	0, 26
실시예 5	26	0, 28
실시에 6	18	0.26
질시예 7	32	0, 28
실시메 8	31	0.30
실시예 9	24	ø, 30
실시에 10	23	0,30
십시예 11	28	0, 28
실시예 12	20	0. 26
실시예 13	45	0.34
실시예 14	36	0.38
실시에 15	46	0.34
실시에 16	44	0.38
실시에 17	47	0,34
실시에 18	48	0, 38
실시에 19	42	0, 34
실시에 20	43	0.34

표4로부터, 본발명의 <mark>방법으로 합성된 용해제지 화합을 또는 수지를 사용한 레지스트 조성</mark>물은 비교예의 조성물에 비해, 나트륨, 칼륨의 항량이 적다, 또 표5로부터, 본발명의 조성물은 양호한 감도, 해상력을 나 타낸다.

본발명의 방법으로 합성한 용해저지 회합물 또는 수지를 사용한 본발명의 레지스트 조성물은, 나트룹, 칼 륨의 금속불순물 합량이 적고, 양호한 감도, 해상력을 나타낸다.

(57) 경구의 범위

청구항 1

- (a) 활성광원 또는 방사선의 조사에 의해 산을 발생하는 화합물,
- (b) 뿔에 불용이며, 알칼리 수용액에 용해가능한 수지,
- (c) 산에 의해 분해할 수 있는 식(I)로 표시되는 얼릴에스테르기를 보유하고, 알칼리 현상액 중에서의 용

해도가 산의 작용에 의해 증대하는 분자량 3000 이하의 저분자 산년해성 용해 저지화합물을 함유하고, 또 나트룹 및 칼륨의 합량이 각각 30ppb 이하이고,

$$R_{01}$$
 R_{03} R_{04} R_{02} R_{05} R_{05} R_{05}

(식 중 R_{sr},R_{sc} 는 수소원자, 치환기를 보유해도 좋은 알킬기, 아릴기를 표시하며, $R_{ss}\sim R_{ss}$ 는 수소원자, 치환 기를 보유해도 좋은 알킬기, 시클로알킬기, 알복시기, 아퀼기, 알케닐기, 아랄킬기를 표시하며, $R_{ss}\sim R_{ss}$ 중 2개가 결합해서 고리를 형성해도 되며, n은 $1\sim 10$ 약 정수를 표시한다.)

상기 화합물(c)는 페뉼성 수산기 또는 카르복실기를 보유하는 저분자 화합물을 식(H)의 화합물과 식(H)의 암모늄하드록시드 존재 하에서 탈산촉합반응시킴으로써 얻어지는 화합물인 포지형 화학증폭 레지스트 조성물.

보<mark>수 2 보</mark>수 (III)
(식 중, R₄, R₅는 수소원자, 치환가를 보유해도 좋은 알릴기, 아릴기를 표시하며, R₅~R₅는 수소원자, 치확기를 보유해도 좋은 알릴기, 아릴기를 표시하며, R₅~R₅는 수소원자, 치확기를 보유해도 좋은 알릴기, 아릴기, 아릴리기, 아닐리기, 아닐리기, 아닐리기, 아닐리기,

(식 영, Ra, Rase 주조원자, 지완기들 모유해도 좋은 말할기, 아일기들 표시하며, Ra,~Rase 주조원자, 지 환기를 보유해도 좋은 말할기, 시를로알뵙기, 알콕시기, 아일기, 알케닐기, 아랄칼기를 표시하며, Ra,~Ras 중 2개가 결합해서 고리를 형성해도 되고, n은 1~10의 정수를 표시하며, X는 염소원자, 브롬원자, 요오드 원자, 옥시술포닐기를 표시하며, Ras~Rase는 각각 수소원자, 치환기를 보유해도 좋은 알킬기, 시클로알킬기, 아랄칼기, 알케닐기, 아릴기를 표시하며, Rase~Rase 또는 Rase~Rase 중 2개가 결합해서 고리를 형성해도 된다.)

청구항 2

- (a) 활성광원 또는 방사선의 조사에 의해 산을 발생하는 화합물,
- (d) 산에 의해 분해할 수 있는 식(T)로 표시되는 알킬메스테르기를 보유하고, 알칼리 현상액 중에서의 용해도가 산의 작용에 의해 증대하는 수지를 합유하고, 또 나트륨 및 칼륨의 합량이 각각 30ppb 이하이며,

$$\begin{array}{c|cccc}
R_{01} & R_{03} \\
\hline
(C)_{\overline{R}} & COO & C - R_{04} \\
\hline
R_{02} & R_{03}
\end{array}$$
(I)

(식 중 R_{st}, R_{sc} 는 수소원자, 치환기층 보유해도 좋은 알릴기, 아릴기를 표시하며, $R_{ss}\sim R_{sc}$ 는 수소원자, 치환기를 보유해도 좋은 알킬기, 시혈로알킬기, 알콕시기, 아릴기, 알케닐기, 아탈킬기를 표시하며, $R_{ss}\sim R_{sc}$ 중

2개가 결합해서 고리를 형성해도 되며, n은 1~10의 정수를 표시한다.)

상기 수자(d)는 페놀성 수산기 또는 카르<mark>복실기를 보유하는</mark> 저분자화합물을 식(Π)의 화합물과 식(Π)의 압모늄하드록시도 존재 하에서 탈산축합<mark>반응시킴으로써</mark> 얻어자는 수지인 포지형 화학증폭 레지스트 조성물,

$$X = \begin{pmatrix} R_{01} & R_{03} \\ & & & \\ R_{02} & R_{05} \end{pmatrix}$$

(식 중, $R_{\rm sr}$, $R_{\rm sc}$ 는 수소원자, 치환기를 보유해도 좋은 일킬기, 이륄기를 표시하며, $R_{\rm sc}\sim R_{\rm sc}$ 는 수소원자, 치환기를 보유해도 좋은 일킬기, 시출로알킬기, 알콕시기, 아릴기, 알케닐기, 마랄킬기를 표시하며, $R_{\rm sc}\sim R_{\rm sc}$ 중 2개가 결합해서 고리를 형성해도 되고, n은 $1\sim 10$ 의 정수를 표시하며, X는 염소원자, 보통원자, 요오드원자, 육시술포닐기를 표시하며, $R_{\rm sc}\sim R_{\rm sc}$ 는 각각 수소원자, 치환기를 보유해도 좋은 일킬기, 시클로알킬기, 아릴킬기, 알케닐기, 아릴기를 표시하며, $R_{\rm sc}\sim R_{\rm sc}$ 또는 $R_{\rm sc}\sim R_{\rm sc}$ 중 2개가 결합해서 고리를 형성해도 된다.)

청구항 3

페뇰성 수산기 또는 카르복실기를 보유하는 저분자화합물을 비프로면성 용배 중에서 식(비)의 암모늄히드록사도 존재하에서 식(비)의 화합물과 가열하며 탈산축합반응시킴으로써 산에 의해 분해할 수 있는 식(비)로 표시되는 일월에스테르기를 보유하고, 알릴리 현상액 중에서의 용해도가 산의 작용에 의해 증대하는 분자량 3000이하의 저분자성 산분해성 용해저지화합물인 화합물(c)를 제조하는 방법.

$$X = \{C\}_{n} =$$

(석 중 $R_{cs} \sim R_{cs}$ 는 석(+)의 정의와 받고, X는 엽소원자, 보통원자, 요오드원자, 옥시술포날기를 표시하며, $R_{cs} \sim R_{cs}$ 는 각각 수소원자, 치환기를 보유해도 좋은 알킬기, 시클로알킬기, 아탈킬기, 알케닐기, 아탈기를 표시하며, $R_{cs} \sim R_{cs}$ 또는 $R_{cs} \sim R_{cs}$ 중 2개가 결합해서 고리를 형성해도 된다.)

$$\begin{array}{c|cccc}
R_{01} & R_{03} \\
\hline
(C)_{n} & COO - C - R_{04} \\
\hline
R_{02} & R_{03}
\end{array} (1)$$

(식 중, $R_{\rm M}$, $R_{\rm S}$ 는 수소원자, 치환기를 보유해도 **좋은 알킬기, 이탈기를** 표시하며, $R_{\rm S}\sim R_{\rm S}$ 는 수소원자, 차환기를 보유해도 좋은 알킬기, 시클로알킬기, 알콕시기, 아릴기, 알케닐기, 이탈킬기를 표시하며, $R_{\rm S}\sim R_{\rm S}$ 중 2개가 결합해서 고리를 형성해도 되며, n은 $1\sim 10$ 의 정수를 표시한다.)

청구한 4

페놀성 수산기 또는 카르복실기를 보유하는 수지를 비프로톤성 용매 중에서 식(III)의 않모늄 허드록시드 존재 하에서 식(II)의 회합물과 가열하며 탈산축합반응시킴으로써, 산에 의해 분해할 수 있는 식(I)으로 표시되고, 알칼리 현상액 중에의 용해도가 산의 작용에 의해 증대하는 상기한 수지(d)를 제조하는 방법.

(식 중 $R_{cs} \sim R_{cs}$ 는 식(+)의 정의와 같고, X는 영소원자, 보름원자, 요오드원자, 옥시술포날기를 표시하며, $R_{cs} \sim R_{cs}$ 는 각각 수소원자, 치환기를 보유해도 좋은 알킬기, 시클로알킬기, 아랄킬기, 알케닐기, 이탈기를 표시하며, $R_{cs} \sim R_{cs}$ 또는 $R_{cs} \sim R_{cs}$ 중 2개가 결합해서 고리를 형성해도 된다.)

(III)

(식 중, $R_{\rm M}$, $R_{\rm M}$ 는 수소원자, 치환기를 보유해도 좋은 알킬기, 이렇기를 표시하며, $R_{\rm S}\sim R_{\rm M}$ 는 수소원자, 치환기를 보유해도 좋은 알킬기, 시퀄로알킬기, 알콕시기, 아릴기, 알케날기, 이랄킬기를 표시하며, $R_{\rm S}\sim R_{\rm M}$ 중 2개가 결합해서 고리를 형성해도 되며, n은 $1\sim 10$ 의 정수를 표시한다.)

$$\begin{array}{c|cccc}
R_{01} & R_{03} \\
 & & & & \\
\hline
(C)_{\overline{n}} & COD & C - R_{04} \\
 & & & & \\
R_{02} & R_{05} & & & \\
\end{array}$$
(I)